OPTICAL FILM AND POLARIZING PLATE AND DISPLAY DEVICE USING THE SAME AND ULTRAVIOLET RAY-ABSORBING POLYMER

Patent number: JP2003113317
Publication date: 2003-04-18

Inventor: ONO KAORI; MICHIHASHI ISAMU; MIURA AKIO

Applicant: KONISHIROKU PHOTO IND

Classification:

- international: C08F20/36; C08F20/60; C08J5/18; C08K5/3467;

COBL 1/100; COBL 33/14; COBL 33/24; COBL 10/10/0 GO2B5/25; GO2B5/20; GO2B1/1/335; COSK3/00; COBF20/00; COBL 16/19; COBK5/00; COBL 1/100; COBL 33/00; COBL 10/100; GO2B5/22; GO2B5/30; GO2F1/13; COSK3/00; (IPC1-7); COBL 10/10/0; COBF20/36; COBF20/06; COBL5/19; COBK5/30/0; COBL 1/100; COBL 33/14; COBL 33/24; COSK3/00;

G02B5/22; G02B5/30; G02F1/1335

- european:

Application number: JP20010308587 20011004 Priority number(s): JP20010308587 20011004

Report a data error here

Abstract of JP2003113317

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical film having excellent UV ray-absorbing characteristics, transparency, durability (bleedout trouble) and light resistance, and to provide a polarizing plate and a display device using the same, respectively. SOLUTION: This optical film is characterized by containing at least one ultraviolet ray absorbent represented by general formula (1) ((n) is an integer of 0 to \$%, \$14 to \$6 are each H, a halogen atom and a substituent; X is COO, CONR7, OCO or NR7 CO; R6 is H, an alkly or on anyl; R7 is H, an alkyl or an aryl; R7 is H, an alkyl or an aryl R7 is H, an alkyl or an aryl R7 is H, an alkyl or an aryl R7 is H, an alky

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2003-113317 (P2003-113317A)

(43)公開日 平成15年4月18日(2003.4.18)

						-		
(51) Int.Cl.7		識別記号		FΙ			7	73-1*(参考)
C08L	101/00			C08L	101/00			2H048
C08F	20/36			C08F	20/36			2H049
	20/60				20/60			2H091
C08J	5/18	CEP		C08J	5/18		CEP	4F071
C08K	5/3467			C08K	5/3467			4J002
			審查請求	未請求 請	求項の数19	OL	(全 32 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号	特願2001-308587(P2001-308587)	(71)出版人	000001270 コニカ株式会社
(22)出顧日	平成13年10月4日(2001.10.4)		東京都新宿区西新宿1丁目26番2号
		(72)発明者	大野 香織 東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会 社内
		(72)発明者	道端 勇 東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会 社内
		(72)発明者	三浦 紀生 東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会 社内
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光学フィルム及びそれを用いた偏光板と表示装置と繋外線吸収性ポリマー

(57)【要約】

【課題】 本発明の目的は、紫外部の吸収特性、透明性、耐久性(ブリードアウト故障)及び耐光性に優れた 光学フィルムとそれを用いた偏光板及び表示装置を提供 することにある。

【解決手段】 下記一般式 (1) で表される紫外線吸収 剤の少なくとも1種を含有することを特徴とする光学フィルム。 【化1】

一般式(1)

$$\bigcap_{(R_S)_n} \bigcap_{N} \bigcap_{R_4} \bigcap_{R_2} \bigcap_{R_2} \bigcap_{R_3} \bigcap_{R_4} \bigcap_{R_4} \bigcap_{R_5} \bigcap_$$

[式中、nは0~3の整数を表し、R1~R5は水素原子、ハロゲン原子又は置換基を表し、Xは一COO一、一CONR7一、一OCO一又は一NR7CO一を表し、R6は水素原子、アルキー基、アルケニル基、アルキニ

基又はアリール基を表す。〕

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(1)で表される紫外線吸収 剤の少なくとも1種を含有することを特徴とする光学フィルム。 【化1】

一般式(1)

$$\begin{matrix} R_0-X & OH \\ & N & N \\ & (R_5)_n & R_1 & R_2 \end{matrix}$$

[式中、nは○~3の整数を表し、R:1~R5は水素原 大、ハロゲン原子又は置換基を表し、Xは一COO一、 一CONR戸、、一〇CO一又は一NRГСО一を表し、 R6は水素原子、アルキル基、アルケニル基、アルキニ ル基又はアリール基を表も、R7は水素原子、アルキル 基又はアリール基を表す。3

[請求項2] 前記一般式(1)で表される紫外線吸収 剤が、下記一般式(2)で表される紫外線吸収剤である ことを特徴とする請求項1に配載の光学フィルム。 [化2]

一般式(2)

〔式中、n、R1~R6及びXは、前記一般式(1)に記載のそれらと同義である。〕

【請求項3】 下記一般式(3)で表される紫外線吸収 性モノマーから誘導されるポリマーを含有することを特 徴とする光学フィルム。

[化3] 一般式(3)

[式中、nは0~3の整数を表し、R8~R12は水素原 子、ハロゲン原子又は置換差を表し、Xは一COOへ、 一CONR14へ、一OCO一又は一NR14CO一を表 し、R13は水素原子、アルチル基、アルケニル基、アル キニル基又はアリール基を表し、R14は水素原子、アル キル基又はアリール基を表す。但し、R8~R14で表さ れる基のいずれか一つは重合性基を部分構造として有す る。〕

【請求項4】 前記一般式(3)で表される紫外線吸収 モノマーが、下記一般式(4)で表される紫外線吸収モ ィルム。 【化4】

一般式(4)

〔式中、n、R8~R13及びXは、前記一般式(3)に 記載のそれらと同義である。〕

【請求項5】 前記一般式(3)及び(4)で表される 紫外線吸収モノマーが、下記一般式(5)で表される紫 外線吸収モノマーであることを特徴とする請求項3又は 4に記載の光学フィルム。 【化5】

一般式(5)

【式中、 nは○~3の整数を表し、RI5~RI9は水素原 子、ハロゲン原子又は置機基を表し、Xは一〇〇〇一 一〇〇NR211・、一〇〇〇一又は一NR21〇〇一を表 し、R20は水素原子、アルキル基、アルケニル基、アル キニル基又はアリール基を表し、R21は水素原子、アル キル基又はアリール基を表す。但し、R20で表される基 は筆合件基本部分構造として有する。】

【請求項6】 前記索外線吸収性モノマーから誘導されるポリマーの重量平均分子量が2.000以上30.0 00以下であることを特徴とする請求項3~5のいずれか1項に記載の光学フィルム。

【請求項7】 前記紫外線吸収性モノマーから誘導されるポリマー中の紫外線吸収性モノマーの含有量が1~7 0質量%であることを特徴とする請求項3~6のいずれか1項に記載の光学フィルム。

[請求項8] 前記紫外線吸収性モノマーから誘導され るポリマー中の紫外線吸収性モノマー以外の共重合成分 が、親水性のエチレン性不飽和モノマーを少なくとも1 確含有することを特徴とする請求項3~7のいずれか1 項に配載の光学フィルム。

【請求項9】 セルロースエステルを含有することを特 徴とする請求項1~8のいずれか1項に記載の光学フィ ルム。

【請求項10】 一次平均粒子径が20nm以下であり、かつ見かけ比重が70g/リットル以上である二酸 化珪素微粒子を含有することを特徴とする請求項1~9 のいずれか1項に記載の光学フィルム。

【請求項11】 膜厚が20~65μmであることを特

イルム。

【請求項12】 請求項1~11に記載の光学フィルム を用いることを特徴とする偏光板。

【請求項13】 請求項1~11に記載の光学フィルム を用いることを特徴とする表示装置。

を用いることを特徴とする表示装置。 【請求項14】 前記一般式(3)で表される紫外線吸収性モノマーから誘導される紫外線吸収性モノマーから誘導される紫外線吸収性ポリマー。

【請求項15】 前記一般式(3)で表される紫外線吸 収性モノマーが、前記一般式(4)で表される紫外線吸 収性モノマーであることを特徴とする請求項14に記載 の紫外線吸収性ボリマー。

【請求項 16】 前記一般式 (3) 及び (4) で表される 宏劣外線吸収モノマーが、前記一般式 (5) で表される 紫外線吸収モノマーであることを特徴とする請求項 1 4 又は15に記載の宏外線吹収件ポリマー。

[請求項17] 前記紫外線吸収性モノマーから誘導されるポリマーの重量平均分予量が2,000以上30,000以下であることを特徴とする請求項14~16のいずれか1項[記載の紫外線吸収性ポリマー。

【請求項 18】 前記紫外線吸収性モノマーから誘導されるポリマー中の紫外線吸収性モノマーの含有量が1~ 7 〇質量%であることを特徴とする請求項14~17の いずれか1項に記載の紫外線吸収性ポリマー。

【請求項19】 前記紫外線吸収性モノマーから誘導されるポリマー中の紫外線吸収性モノマー以外の共重合成分が、観水性のエチレン性不飽和モノマーを少なくとも1種含有することを特徴とする請求項14~18のいずれか1項に貯載の紫外線吸収性ポリマー。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】 未発明は、光学用法に利用さ れる光学フィルムに関し、特に、液晶表示装置等に用い られる偏光を用保護フィルム、位相差フィルム、視野角 防止フィルム、ブラズマディスプレイに用いられる反射 防止フィルムなどの各種機能フィルム等にも利用 することができる光学フィルムとそれに用いる紫外線吸 収性ポリマーに関するものである。更に詳しくは、労働 の構造を有する紫外線吸収剤を含み、不要な着色がな く、色再現性に優れ、耐久性、耐光性にも優れた光学フィルムとそれを用いた偏光被及び表示装置と紫外線吸収 イルムとそれを用いた偏光被及び表示装置と紫外線吸収 性ポリマーに関する。

[0002]

【従来の技術】上述の技術分野で用いられている米学つ イルムは、紫外線を含む光に晒されると分解が促進され 強度低下を引き起こすと同時に、変色により透明度が低 下するという問題を抱えていた。この為、高い透明性の 求められる光学フィルムでは、予めペンゾトリアゾール 系化合物或いはベンゾフェノン系化合物、シアノアクリ 混入させることで紫外線による劣化を防止していた。し かしながら、これら従来の紫外線吸収剤の多くは溶解性 が低い為に、ブリードアウトが生じ易い、フィルム上で 析出し易い、ヘイズが上昇し透明性が低下する、更に は、加齢加工時の蒸散により添加量が減少し紫外線吸収 能が低下するとともに、関連工程が汚染されてしまう 等、様々な問題を有していた。

【0003】紫外線吸収剤に重合性基を導入し、単独重合もしくは共重合を行って、紫外線吸収性ポリマーとすることで、それらの欠点を解消しようとする試かが、特開昭60-3841号、同62-181360号、特開平3-281685号、同7-90184号公報に記載されている。また、光学フィルムとして、偏光振用度、関フィルムに紫外線吸収性ポリマーを含有させた例が、特開平6-148430号必報に記載されている。

【0004】それら記載された紫外線吸収性ポリマーは、確かにブリードウト及び桁出防止、蒸散防止等にはある程度収集があったが、紫外線吸収能力が十分ではなく、所延の紫外線吸収性能を得るためには多量の添加量が必要であり、それら紫外線吸収性ポリマーを多量に添加した場合、樹脂との相溶性が十分ではなく、十分で透明度が得られない。或いはフィルム自身が発色く着色してしまう。或いは長期間保存した場合、紫外線吸収能力が低下するなどの問題を抱えており、光学フィルムとして実用化するのは因数であった。

[0005] 光学フィルムに求められる特性としては、 380nm以下の紫外光を十分に遮断すると同時に、4 00nmより長波の光を十分に透通することが求められ ており、様々な紫外線吸収剤が提案されている。

【0006】例えば、2′ーヒドロキシフェニルベンゾ トリアゾール系紫外線吸収剤にアミド基、カルバモイル 基、エステル基、アシルオキシ基が置換した紫外線吸収 剤は、例えば、米国特許第3,004,896号、同第 3. 159. 646号、同第3. 761. 272号、同 第3,399,173号公報等に記載されているが、ア ミド基、カルバモイル基、エステル基、アシルオキシ基 がフェノール環上に置換されていたり、それらの紫外線 吸収性モノマーから誘導されるポリマーを光学フィルム に用いる例はこれまで知られていなかった。また、紫外 線吸収性モノマーから誘導されるポリマーと樹脂との相 溶性に関しては、何ら示唆されておらず、更に、これら の特許に具体的に記載された紫外線吸収性ポリマーは、 乳化重合によって作られたポリマーラテックスであっ て、これらは合成樹脂との相溶性が悪く、特に、セルロ 一ス系樹脂と相溶せず、光学フィルム用途として用いる には至っていないのが現状である。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記課題に 鑑みてなされたものであり、その目的は光学フィルム用 れ、十分な紫外線吸収能力を有し、長期耐候性に優れた 紫外線吸収剤、及び紫外線吸収性モノマーから誘導され るポリマーを含有する光学フィルム及びそれを用いた偏 光板と表示装置とそれに用いる紫外線吸収性ポリマーを 提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】 本職発明者らは、上記課題を解決することができる案外線吸収利をもむ光光プイルムについて就意検討した結果、その詳しい理由は採明されていないが、特定の構造及び物性を有する紫外線吸収剤を用いることにより、分光吸収性能に優小、着色が無く透明性に優れるなど、十分な紫外線吸収能力を有し、長期謝検性に優れることを見出した。

【0009】詳しくは、本発明者らは、鋭意研究の結果、2′ーヒドロキシフェニルベンゾトリアゾール系紫 外線吸収剤のベンゾトリアゾール環上に特定の置換基

(例えば、アミド基、カルパモイル基、エステル基、ア シルオキシ基等) が置換した場合に、優れた特性を有す ることを見いだした。

[0010] 更に、これら特定の置換基を有するモノマーから誘導されるポリマーを用いることにより、更に良好な特性、例えば、高分子化によるブリードアウトの抑制、蒸散による工程汚染の低級等の効果を有することを見いだし、本発明に至った次第である。

【0011】即ち、本発明の上記目的は、以下の手段に より達成された。

1. 前記一般式 (1) で表される紫外線吸収剤の少なく とも1種を含有することを特徴とする光学フィルム。

【0012】2. 前記一般式(1)で表される紫外線吸収剤が、前記一般式(2)で表される紫外線吸収剤であることを特徴とする前記1項に記載の光学フィルム。

【0013】3. 前記一般式(3)で表される紫外線吸収性モノマーから誘導されるポリマーを含有することを 特徴とする光学フィルム。

[0014] 4. 前記一般式 (3) で表される紫外線吸 収モノマーが、前記一般式 (4) で表される紫外線吸収 モノマーであることを特徴とする前記3項に記載の光学 フィルム。

[0015] 5. 前記一般式(3)及び(4)で表される紫外線吸収モノマーが、前記一般式(5)で表される紫外線吸収モノマーであることを特徴とする前記3又は 4項に記載の光学フィルム。

[0016] 6. 前記紫外線吸収性モノマーから誘導されるポリマーの重量平均分子量が2.000以上30.00以下であることを特徴とする前記3~5項のいずれか1項に記載の光学フィルム。

【0017】7. 前記紫外線吸収性モノマーから誘導されるポリマー中の紫外線吸収性モノマーの含有量が1~70質量%であることを特徴とする前記3~6項のいず

[0018] 8. 前記兼外継晩収性モノマーから誘導されるポリマー中の紫外線吸収性モノマー以外の共重合成が、親水性のエチレン性不飽和モノマーを少なくとも1種合有することを特徴とする前記3~7項のいずれか1項に記載の光学フィルム。

【0019】9. セルロースエステルを含有することを 特徴とする前記1~8項のいずれか1項に記載の光学フィルム。

【0020】10. 一次平均粒子径が20nm以下であり、かつ見かけ比重が70g/リットル以上である二酸 化珪業微粒子を含有することを特徴とする前記1~9項 のいずれか1項に記載の光学フィルム。

【0021】11. 膜厚が20~65μmであることを 特徴とする前記1~10項のいずれか1項に記載の光学 フィルム。

【0022】12. 前記1~11項に記載の光学フィルムを用いることを特徴とする偏光板。

【0023】13. 前記1~11項に記載の光学フィルムを用いることを特徴とする表示装置。

【0024】14.前記一般式(3)で表される紫外線 吸収性モノマーから誘導される紫外線吸収性ポリマー。 【0025】15.前記一般式(3)で表される紫外線 吸収性モノマーが、前記一般式(4)で表される紫外線 吸収性モノマーが、前記一般式(4)で表される紫外線 吸収性モノマーであることを特徴とする前記14項に記

【0026】16. 前記一般式(3)及び(4)で表される素外線吸収モノマーが、前記一般式(5)で表される素外線吸収モノマーであることを特徴とする前記14 又は15項に記載の素外線吸収性ポリマー。

載の紫外線吸収性ポリマー。

【0027】17. 前記紫外線吸収性モノマーから誘導されるポリマーの重量平均分子量が2.000以上3 0,000以下であることを特徴とする前記14~16 項のいずれか1項に認動の紫外線吸収性ポリマー。

【0028】18. 前記紫外線吸収性モノマーから誘導 されるポリマー中の紫外線吸収性モノマーの含有量が1 ~70質量%であることを特徴とする前記14~17項 のいずれか1項に記載の紫外線吸収性ポリマー。

【0029】19. 前記業外線吸収性モノマーから誘導 されるポリマー中の紫外線吸収性モノマー以外の共重合 成分が、親水性のエチレン性不能和モノマーを少なくと も1種含有することを特徴とする前記14~18項のい ずれか1項に記載の雲外線吸収性ポリマー。

【0030】以下、本発明について更に詳しく説明す る。請求項1に係る発明では、光学フィルムが前記一般 式(1)で表される紫外線吸収剤の少なぐとも1種を含 有することが特徴であり、また請求項2に係る発明で は、光学フィルムが前記一般式(2)で表される紫外線 吸収剤の少なくとも1種を含有することが特徴であり 【0031】以下、本発明に係る一般式(1)、一般式 【0032】前記一般式(1)において、nは0~3の 整数を表し、nが2以上の時、複数のR5同士は同じで あっても異なっていても良く、また互いに連結して5~ 7員の理を形成していても良い。

【0033】R1~R5は、各々水素原子、ハロゲン原子 又は置換基を表す。ハロゲン原子としては、例えば、フ ッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などが挙げ られ、好ましくはフッ素原子、塩素原子である。また、 置換基としては、例えば、アルキル基(例えば、メチル 基、エチル基、イソプロピル基、ヒドロキシエチル基、 メトキシメチル基、トリフルオロメチル基、tープチル 基など)、アルケニル基(例えば、ビニル基、アリル 基、3-ブテン-1-イル基など)、アリール基(例え ば、フェニル基、ナフチル基、ロートリル基、ロークロ ロフェニル基など)、ヘテロ環基(例えば、ピリジル 基、ベンズイミダゾリル基、ベンズチアゾリル基、ベン ズオキサゾリル基など)、アルコキシ基(例えば、メト キシ基、エトキシ基、イソプロポキシ基、n-ブトキシ 基など)、アリールオキシ基(例えば、フェノキシ基な ど)、ヘテロ環才キシ基(例えば、1-フェニルテトラ ゾールー5ーオキシ基、2ーテトラヒドロピラニルオキ シ基など)、アシルオキシ基(例えば、アセトキシ基、 ピパロイルオキシ基、ベンゾイルオキシ基など)、アシ ル基(例えば、アセチル基、プロパノイル基、ブチロイ ル基など)、アルコキシカルポニル基(例えば、メトキ シカルボニル基、エトキシカルボニル基など)、アリー ルオキシカルボニル基(例えば、フェノキシカルボニル 基など)、カルバモイル基(例えば、メチルカルバモイ ル基、エチルカルパモイル基、ジメチルカルバモイル基 など)、アミノ基、アルキルアミノ基(例えば、メチル アミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基など)、 アニリノ基(例えば、アニリノ基、N-メチルアニリノ 基など)、アシルアミノ基(例えば、アセチルアミノ 基、プロピオニルアミノ基など)、ヒドロキシル基、シ アノ基、ニトロ基、スルホンアミド基(例えば、メタン スルホンアミド基、ベンゼンスルホンアミド基など)、 スルファモイルアミノ基(例えば、ジメチルスルファモ イルアミノ基など)、スルホニル基(例えば、メタンス ルホニル基、ブタンスルホニル基、フェニルスルホニル 基など). スルファモイル基 (例えば、エチルスルファ モイル基、ジメチルスルファモイル基など)、スルホニ ルアミノ基(例えば、メタンスルホニルアミノ基、ベン ゼンスルホニルアミノ基など)、ウレイド基(例えば、 3-メチルウレイド基、3、3-ジメチルウレイド基、 1. 3 - ジメチルウレイド基など)、イミド基(例え ば、フタルイミド基など)、シリル基(例えば、トリメ チルシリル基、トリエチルシリル基、tーブチルジメチ ルシリル基など)、アルキルチオ基(例えば、メチルチ オ基、エチルチオ基、n-ブチルチオ基など)、アリー

るが、好ましくは、アルキル基、アリール基である。 【0034】一般式(1)において、R1~R5で表される各基が、更に置換可能な基である場合、更に置換要を基である場合、更に置換差を有していてもよく、また、隣接するR1~R4が互いに連結して5~7員の環を形成していてもよい。

【0035】R6は、水素原子、アルキル基、シクロア ルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基又 はヘテロ環を表すが、アルキル基としては、例えば、メ チル基、エチル基、プロビル基、イソブロビル基、n-ブチル基、イソブチル基、 t ーブチル基、アミル基、イ ソアミル基、ヘキシル基などが挙げられる。また、上記 アルキル基は更にハロゲン原子、置換基を有していても よく、ハロゲン原子としては、例えば、フッ素原子、塩 素原子、臭素原子、ヨウ素原子などが挙げられ、置換基 としては、例えば、アリール基(例えば、フェニル基、 ナフチル基、pートリル基、pークロロフェニル基な ど)、アシル基(例えば、アセチル基、プロパノイル 基、ブチロイル基など)、アルコキシ基(例えば、メト キシ基、エトキシ基、イソプロポキシ基、n-ブトキシ 基など)、アリールオキシ基(例えば、フェノキシ基な ど)、アミノ基、アルキルアミノ基(例えば、メチルア ミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基など)、ア ニリノ基(例えば、アニリノ基、N-メチルアニリノ基 など)、アシルアミノ基(例えば、アセチルアミノ基、 プロピオニルアミノ基など)、ヒドロキシル基、シアノ 基、カルバモイル基(例えば、メチルカルバモイル基、 エチルカルバモイル基、ジメチルカルバモイル基な ど)、アシルオキシ基(例えば、アセトキシ基、ピパロ イルオキシ基、ベンゾイルオキシ基など)、アルコキシ カルポニル基(例えば、メトキシカルボニル基、エトキ シカルボニル基など)、アリールオキシカルボニル基 (例えば、フェノキシカルボニル基など) が挙げられ

【0036】シクロアルキル基としては、例えば、シクロペンチル基、シクロペキシル基、ノルボルニル基、ア ダマンチル基などの施和環式炭化水素を挙げることができ、これらは無雷接でも、 置換されていても良い。【0037】アルケニル基としては、例えば、ビニル基、アリル基、1ーメチルー2ープロベニル基、3ープテニル基、3ープテニル基、3ープテニル基、オレイル基などが挙げられるが、好ましくはビニル基、1ーメチルー2ープロベニル基である。

【0038】アルキニル基としては、例えば、エチニル 基、ブタジイル基、フェニルエチニル基、プロパルギル 基、1 - メチルー 2 - プロピニル基、2 - プチニル基、 1、1 - ジメチルー 2 - プロピニル基などが上げられる が、好ましくは、エチニル基、プロパルギル基である。 【0039】アリール基としては、例えば、フェニル 基、ナフチル基、アントラニル基などが挙げられるが、 てもよく、ハロゲン原子としては、例えば、フッ素原 子、塩素原子、臭素原子、沃素原子などが挙げられ、置 梅基としては、例えば、アルキル基(例えば、メチル 基、エチル基、イソプロピル基、ヒドロキシエチル基、 メトキシメチル基、トリフルオロメチル基、 t ープチル 基など)、アシル基(例えば、アセチル基、プロパノイ ル基、ブチロイル基など)、アルコキシ基(例えば、メ トキシ基、エトキシ基、イソプロポキシ基、nーブトキ シ基など)、アリールオキシ基(例えば、フェノキシ基 など)、アミノ基、アルキルアミノ基(例えば、メチル アミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基など)、 アニリノ基(例えば、アニリノ基、N-メチルアニリノ 基など)、アシルアミノ基(例えば、アセチルアミノ 基、プロピオニルアミノ基など)、ヒドロキシル基、シ アノ基、カルバモイル基(例えば、メチルカルバモイル 基、エチルカルバモイル基、ジメチルカルバモイル基な ど)、アシルオキシ基(例えば、アセトキシ基、ビバロ イルオキシ基、ベンゾイルオキシ基など)、アルコキシ カルボニル基(例えば、メトキシカルボニル基、エトキ シカルボニル基など)、アリールオキシカルボニル基 (例えば、フェノキシカルボニル基など) が挙げられ

[0040] ヘテロ環基としては、例えば、ピリジル 基、ペンズイミダソリル基、ペンズチアゾリル基、ペン ズオキサゾリル基等が挙げられる。R6として、好まし くはアルキル基である。

【0041】一般式(1)において、Xは-COO-、 -CONR7-、-OCO-又は-NR7CO-を表す。 【0042】R7は水素原子、アルキル基、シクロアル キル基、アリール基又はヘテロ環基を表すが、アルキル 基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロビル 基、イソプロピル基、nーブチル基、イソブチル基、 t ーブチル基、アミル基、イソアミル基、ヘキシル基など が挙げられる。かかるアルキル基は、更にハロゲン原 子、置換基を有していてもよく、ハロゲン原子として は、例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素 原子などが挙げられ、置換基としては、例えば、アリー ル基(例えば、フェニル基、ナフチル基、pートリル 基、pークロロフェニル基など)、アシル基(例えば、 アセチル基、プロパノイル基、ブチロイル基など)、ア ルコキシ基(例えば、メトキシ基、エトキシ基、イソプ ロポキシ基、n-ブトキシ基など)、アリールオキシ基 (例えば、フェノキシ基など)、アミノ基、アルキルア ミノ基(例えば、メチルアミノ基、エチルアミノ基、ジ エチルアミノ基など)、アニリノ基(例えば、アニリノ 基、N-メチルアニリノ基など)、アシルアミノ基(例 えば、アセチルアミノ基、プロピオニルアミノ基な ど)、ヒドロキシル基、シアノ基、カルバモイル基(例 えば、メチルカルバモイル基、エチルカルバモイル基、 ジメチルカルバモイル基など)、アシルオキン基 (例え ば、アセトキン基、ピパロイルオキン基、ベンソイルオ キシ基など)、アルコキシカルボニル基 (例えば、メト キシカルボニル基、エトキシカルボニル基など)、アリ ールオキシカルボニル基 (例えば、フェノキシカルボニ ル基など) が挙げられる。

【0043】シクロアルキル基としては、例えば、シク ロベンチル基、シクロヘキシル基、ノルボルニル基、ア ダマンチル基などの飽和環式炭化水素を挙げることがで き、これらは無置換でも、置換されていても良い。 【0044】アリール基としては、例えば、フェニル 基、ナフチル基、アントラニル基などが挙げられるが、 かかるアリール基は更にハロゲン原子、置換基を有して いてもよく、ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素 原子、臭素原子、沃素原子などが挙げられ、置換基とし ては、例えば、アルキル基(例えば、メチル基、エチル 基、イソプロビル基、ヒドロキシエチル基、メトキシメ チル基、トリフルオロメチル基、t-ブチル基など)、 アシル基 (例えば、アセチル基、プロパノイル基、ブチ ロイル基など)、アルコキシ基(例えば、メトキシ基、 エトキシ基、イソプロポキシ基、n-ブトキシ基な ど)、アリールオキシ基(例えば、フェノキシ基な ど)、アミノ基、アルキルアミノ基(例えば、メチルア ミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基など)、ア ニリノ基 (例えば、アニリノ基、N-メチルアニリノ基 など)、アシルアミノ基(例えば、アセチルアミノ基、 プロピオニルアミノ基など)、ヒドロキシル基、シアノ 基、カルバモイル基(例えば、メチルカルバモイル基、 エチルカルバモイル基、ジメチルカルバモイル基な ど)、アシルオキシ基(例えば、アセトキシ基、ビバロ イルオキシ基、ベンゾイルオキシ基など)、アルコキシ カルボニル基(例えば、メトキシカルボニル基、エトキ シカルボニル基など)、アリールオキシカルボニル基 (例えば、フェノキシカルボニル基など) が挙げられ

【0045】 ヘテロ環基としては、例えば、ビリジル 基、ペンズイミダソリル基、ベンズチアゾリル基、ベン ズオキサソリル基等が挙げられる。R7として、好まし くは水素原子である。

【0046】前記一般式(2)において、n、R1~R5 及びR6、R7は、それぞれ一般式(1)のn、R1~R5 及びR6、R7と同義である。

【0047】以下、本発明で好ましく用いられる一般式 (1)又は(2)で表される紫外線吸収剤の代表例を例 示するが、これらに限定されるものではない。

[0048]

【化6】

[0049]

[0050]

[化8]

[0051]

誘導されるボリマーを含有することが特徴であり、また 請求項4に係る発明では、光学フィルムが前記一般式 (4)で表される紫外線吸収性モノマーから誘導される ポリマーを含有することが特徴であり、更に請求項5に 係る発明では、前記一般式 (3)及び (4)で表される 紫外線吸収モノマーが、前記一般式 (5)で表される紫 外線吸収モノマーが、前記一般式 (5)で表される紫 外線吸収モノマーであることが特徴である。

【0053】本発明者らは、前記一般式(1)又は(2)で示されるようなベンソトリアゾール環にオキシカルボニル基、アミド基、カルバモイル基、アシルオキシ基を有する構造の業外線吸収剤を用いることにより、分光吸収性性に優れ、着色が無く透明性に優れることを見出したが、更に鋭速検討を進めた結果、類似の構造を含する紫外線吸収性がリアーにおいても、同様に分光吸収性に優れるなど、十分な紫外線吸収性がリアーにおいても、同様に分光吸収性能に優れ、着色が無く透明性に優れるなど、十分な紫外線吸収的力を有し、長期耐候性に優れることも見出した。

【0054】以下、本発明に係る一般式(3)~(5)で表される紫外線吸収性モノマーについて、詳細に説明する。

【0055] 一般式(3) 及び(4) において、n、R @~R12、R13及びR14は、それぞれ一般式(1) 及び (2) のn、R1~R5、R6及びR7と両種であり、同様 に、一般式(5) において、n、R15~R19及びR 21は、それぞれ一般式(1) 及び(2) のn、R1~ R5、R6及びR7と同種である。

【0056】一般式 (3)、(4) で表される紫外線吸収性モノマーのR8~R14で表される基のいずれか一つは重合性基を部分構造として有する。また、一般式 (5)で表される紫外線吸収性モノマーのR20で表され

る基は重合性基を部分構造として有する。

【0057】本発明でいう重合性基とは、不飽和エチレ ン系重合性基又は二官能系重縮合性基を意味するが、好 ましくは不飽和エチレン系重合性基である。不飽和エチ レン系重合性基の具体例としては、ビニル基、アリル 基、アクリロイル基、メタクリロイル基、スチリル基、 アクリルアミド基、メタクリルアミド基、シアン化ビニ ル基、2-シアノアクリルオキシ基、1、2-エポキシ 基、ビニルベンジル基、ビニルエーテル基などが挙げら れるが、好ましくは、ビニル基、アクリロイル基、メタ クリロイル基アクリルアミド基、メタクリルアミド基で ある。また、重合性基を部分構造として有するとは、上 記重合性基が直接、もしくは2価以上の連結基によって 結合していることを意味し、2価以上の連結基とは、例 えば、アルキレン基(例えば、メチレン、1.2-エチ レン、1、3-プロピレン、1、4-ブチレン、シクロ ヘキサン-1、4-ジイルなど)、アルケニレン基(例 えば、エテンー1、2ージイル、ブタジエンー1、4ー 2 - ジイル、ブタン-1.3 - ジイン-1.4 - ジイル など)、少なくとも一つの芳香族基を含む化合物から結 導される連結基(例えば、置後もしくは無置後のペンゼ ン、縮合多環放化水素、芳香族検集環、芳香族皮化水素 環集合、芳香族検集環集合など)、ヘテロ原子連絡基

(酸素、硫黄、窒素、ケイ素、リン原子など) が挙げられるが、好ましくは、アルキレン基、及び、ヘテロ原子で連結する基である。これらの連結基は更に組み合わせて複合基を形成してもよい。

[0058]請求項6に係る発明では、紫外線吸収性モ ノマーから誘導されるボリマーの重量平均分子量が2. 000以上30.000以下であることが特徴であり、 好ましくは5.000以上20.000以下である。

【0059】本発明に係る紫外線吸収性ポリマーの重量 平均分子量は、公知の分子最調節方法で調整することが できる。そのような分子量調節方法としては、例えば四 塩化炭素、ラウリルメルカプタン、チオグリコール酸オ クチル等の連鎖移動料を添加する方法等が挙げられる。 重合は返海常温油から130℃、好ましくは50℃か ら100℃で行われる。

【0060】本発明に係る紫外線吸収性ポリマーは、紫 外線吸収性モノマーのみの単重合体であっても、他の重 合性モノマーとの共重合体であってもよいが、共量合可 能な他の重合性モノマーとしては、例えば、スチレン器 導体(例えば、スチレン、αーメチルスチレン、οーメ チルスチレン、mーメチルスチレン、pーメチルスチレ ン、ビニルナフタレンなど)、アクリル酸エステル誘導 体(例えば、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、ア クリル酸プロピル、アクリル酸ブチル、アクリル酸:-ブチル、アクリル酸tーブチル、アクリル酸オクチル、 アクリル酸シクロヘキシル、アクリル酸ベンジルな ど)、メタクリル酸エステル誘導体(例えば、メタクリ ル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸プロピ ル、メタクリル酸ブチル、メタクリル酸iーブチル、メ タクリル酸tープチル、メタクリル酸オクチル、メタク リル酸シクロヘキシル、メタクリル酸ベンジル等)、ア ルキルビニルエーテル(例えば、メチルビニルエーテ ル、エチルビニルエーテル、ブチルビニルエーテルな ど)、アルキルビニルエステル(例えば、ギ酸ビニル、 酢酸ビニル、酪酸ビニル、カプロン酸ビニル、ステアリ ン酸ビニルなど)、クロトン酸、マレイン酸、フマル 酸、イタコン酸、アクリロニトリル、メタクリロニトリ ル、塩化ビニル、塩化ビニリデン、アクリルアミド、メ タクリルアミドなどの不飽和化合物が挙げられる。好ま しくは、アクリル酸メチル、メタクリル酸メチル、酢酸 ビニルである。

【0061】請求項8に係る発明では、紫外線吸収性モノマーから誘導されるポリマー中の紫外線吸収性モノマー以外の共重合成分が、親水性のエチレン性不飽和モノ

【0062】親水性のエチレン性不飽和モノマーとして は、親水性で分子中に重合可能な不飽和二重結合を有す るもので有れば特に制限されず、例えば、アクリル酸或 いはメタクリル酸等の不飽和カルボン酸、若しくはヒド ロキシル基又はエーテル結合を有する、アクリル酸若し くはメタクリル酸エステル(例えば、メタクリル酸2-ヒドロキシエチル、メタクリル酸2-ヒドロキシブロピ ル、メタクリル酸テトラヒドロフルフリル、アクリル酸 2-ヒドロキシエチル、アクリル酸2-ヒドロキシプロ ピル、2. 3ージヒドロキシー2ーメチルプロビルメタ クリレート、アクリル酸テトラヒドロフルフリル、アク リル酸2-エトキシエチル、アクリル酸ジエチレングリ コールエトキシレート、アクリル酸3ーメトキシブチル など)、アクリルアミド、N. Nージメチル (メタ) ア クリルアミド等の(Nー置換)(メタ)アクリルアミ ド、Nービニルピロリドン、Nービニルオキサゾリドン 等が挙げられる。

【0063】親水性のエチレン性不飽和モノマーとして は、水酸基若しくはカルボキシル基を分子内に有する (メタ)アクリレートが好ましく、メタクリル酸 2 ーヒ ドロキシエチル、メタクリル酸2 ーヒドロキシブロビ ル、アクリル酸2 ーヒドロキシエチル、アクリル酸2 ー ヒドロキシフェブルが特に対象としい。

【0064】これらの重合性モノマーは、1種、または 2種以上併用して紫外線吸収性モノマーと共重合させる ことができる。

【0065】本発明に係る紫外線吸収性共重合ポリマー の重合方法は、特に問わないが、従来公知の方法を広く 採用することができ、例えば、ラジカル重合、アニオン 重合、カチオン重合などが挙げられる。ラジカル重合法 の開始剤としては、例えば、アゾ化合物、過酸化物等が 挙げられ、アゾビスイソブチロニトリル (AIBN)、 アゾピスイソブチル酸ジエステル誘導体、過酸化ベンゾ イル、過酸化水素などが挙げられる。重合溶媒は特に問 わないが、例えば、トルエン、クロロベンゼン等の芳香 族炭化水素系溶媒、ジクロロエタン、クロロホルムなど のハロゲン化炭化水素系溶媒、テトラヒドロフラン、ジ オキサン等のエーテル系溶媒、ジメチルホルムアミド等 のアミド系溶媒、メタノール等のアルコール系溶媒、酢 酸メチル、酢酸エチル等のエステル系溶媒、アセトン、 シクロヘキサノン、メチルエチルケトンなどのケトン系 溶媒、水溶媒等が挙げられる。溶媒の選択により、均一 系で重合する溶液重合、生成したポリマーが沈澱する沈 **澱重合、ミセル状態で重合する乳化重合、懸濁状態で重** 合する懸濁重合を行うこともできる。但し、乳化重合に よって得られる紫外線吸収性ラテックスは光学フィルム 用途として適していない。

[0066]上記紫外線吸収性モノマー、これと共重合 可能な重合性モノマー及び親水性のエチレン性不能和モ ノマーの使用割合は、等もれる紫外線吸収性共業合ポリ マーと他の透明ポリマーとの相溶性、光学フィルムの透 明性や機械的強度に対する影響を考慮して適宜選択され る。

【0067】請求項フに係る発明では、紫外線吸収性モノマーから誘導されるポリマー中の紫外線吸収性モノマーの含有量が、マフの登号やであることが特徴であり、対ましくは、5~60質量やである。紫外線吸収性ポリマーにおける紫外線モノマーの含有量が1質量%未満の場合、所述の実験収性ボリマーを使用しなければならず、ヘイズの上昇或いは折出などにより透明性が低下し、フィルム強度を低下させる要因となる。一方、紫外線吸収性ポリマーにおける紫外線・マーの含有量が0質量%を超えた場合、他のポリマーとの相溶性が低下するため、透明な米学フィルムを得ることができない。また、冷線に対する溶解度が低くなり、フィルム作製の際の作業性、生産性が劣る。

【0068】観水性エチレン性不飽和モノマーは、上記 紫外線吸収性共産合体中に、0.1~50質量%含まれ ることが好ましい。0.1質量%以下では、観水性エチ レン性不飽和モノマーによる相溶性の改良効果が現れ ず、50質量%より多いと共産合体の単雄精製が困難と なる。観水性エチレン性不飽和モノマーの更に好ましい

なる。親水性エチレン性不飽和モノマーの更に好ましい 含量は0.5~20質量%である。紫外線吸収性モノマ 一自身に親水性基が置換している場合、親水性の紫外線 吸収性モノマーと、親水性エチレン性不飽和とマーの 合計の含量が上記範囲内であることが好ましい。

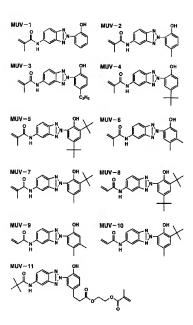
[0069] 紫外線吸収性モノマー及び線水性モノマー の好ましい含有量を満たすために、両者に加え、更に分 テ中に線水性基を有さないエチレン性不飽和モノマーを 共重合させることが好ましい。

【0070】紫外線吸収性モノマー及び(非) 親水性エ チレン性不飽和モノマーは、各々2種以上混合して共重 合させても良い。

【0071】以下、本発明に好ましく用いられる紫外線 吸収性モノマーの代表例を例示するが、これらに限定さ れるものではない。

[0072]

【化10】



[0073] [化11]

[0076]

【化14】

[0077]

[0078] [化16]

【0079】本発明に用いる九る紫外線吸収和、紫外線吸収性ニノマー及びその中間体は公知の文献を参照して合成することができる。例えば、米国特許第3.07 2,585号、同3.159,646号、同3.39 9,173号、同3.761,272号、同4.02 8.331号。同5.683,861号、ヨーロッパ特第86.300.416号、特開昭63-227575号、同63-185969号、Polymer Bulletin、V.20(2)、169-176及びトemical Abstracts V.109、No.191389などを参照して合成することができる。

[0080] 本発明に係る素外線吸収利及び紫外線吸収 住ボリマーは、他の透明ポリマーに混合する際に、必要 に応じて低分子化合物もしくは高分子化合物、無機化合 物などを一緒に用いることもできる。例えば、本発明に 係る紫外線吸収剤と他の低分子紫外線吸収剤とを同時に 他の透明ポリマーに混合したり、本発明に係る紫外線吸 収性ポリマーと他の低分子紫外線吸収剤とを、同時に他 の透明ポリマーに混合することも好ましい態様の一つで の透明ポリマーに混合することも好ましい態様の一つで ある。同様に、随化的止納、可登剤、整燃料などの添加 【0081】光学フィルムへの未発明に係る素料機吸収 瀬及び紫料線吸収性ポリマーの添加方法は、光学フィル ム中に含有させてもよいし、光学フィルム上に愛布して もよい。光学フィルム中に含有させる場合、直接宏加して も良いが、生産性の優れるインライン添加が許ました。インライン添加は、予め本機選媒(例えば、メタノ ール、エタノール、メチレンクロライドなど)に溶解さ せた後、インラインミキサー等でドーブ組成中に添加す る方法である。

【0082】本発明に係る紫外線吸収剤及び紫外線吸収 性ポリマーの使用量は、化合物の環境、使用条件などに より一様ではないが、紫外線吸収剤である場合には、光 学フィルム1 m²当たりの、2~3、0 g が好ましく、 0、4~2、0が更に好ましく、0、5~1、5が特に 好ましい。また、紫外線吸収パマーである場で 大手フィルム1 m²当たりの、6~9、0 g が好まし く、1、2~6、0が更に好ましく、1、5~3、0が 特に好まし、2、1、5~3、0が 物に好まし、1、2~6、0が更に好ましく、1、5~3、0が 特に好まし、3

【0083】更に、液晶劣化防止の観点から、波長38 Onm以下の紫外線吸収性膨低機化、かつ、良好な液晶 表示性の観点から、400m以上の可視光吸収が少な いものが好ましい。本発明においては、特に、波長38 Onmでの透過率が8%以下であることが好ましく、4 %以下がそらに好ましく、1%以下であることが特に好ましい。

【0084】また、本発明においては、従来公知の紫外 線吸収剤も併せて用いることもできる。従来公知の紫外 線吸収剤としては、特に限定されないが、例えば、サリ チル酸系紫外線吸収剤 (フェニルサリシレート、p-t ertーブチルサリシレート等)或いはベンゾフェノン 系紫外線吸収剤(2,4-ジヒドロキシベンゾフェノ ン、2、2' ージヒドロキシー4、4' ージメトキシベ ンゾフェノン等)、ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤 (2-(2'-ヒドロキシ-3'-tertーブチルー 5'-メチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾー ル、2 ー (2´ーヒドロキシー3´, 5´ージーter t ープチルフェニル) - 5 - クロロベンゾトリアゾー ル、2 - (2′-ヒドロキシー3′, 5′-ジーter t-アミルーフェニル) ベンゾトリアゾール等)、シア ノアクリレート系紫外線吸収剤(2'-エチルヘキシル **-2-シアノー3**, 3-ジフェニルアクリレート、エチ ルー2-シアノ-3-(3', 4'-メチレンジオキシ フェニル)-アクリレート等)、トリアジン系紫外線吸 収剤、或いは特開昭58-185677号、同59-1 49350号記載の化合物、ニッケル錯塩系化合物、無 機粉体などが挙げられる。

【0085】本発明に係る紫外線吸収剤と共に用いられ る従来公知の紫外線吸収剤としては、透明性が高く、偏 光板や液晶素子の劣化を防ぐ効果に優れたベンゾトリア が好ましく、不要な着色がより少ないベンゾトリアゾー ル系紫外線吸収剤が、特に好ましい。

【0086】また、本発明においては、従来公知の紫外 線吸物性ポリマーを用いることもできる。従来公知の紫 外線吸収性ポリマーとしては、特に限定されないが、例 えば、RUVA-93(大塚化学製)を単独重合させた ポリマー及びRUVA-93と他のモノマーとを共重合 させたポリマーなどが挙げられる。具体的には、RUV A-93とメチルメタクリレートを3:70比(質量 比)で共重合させたPUVA-30M、5:5の比(質量比)で共重合させたPUVA-50Mなどが挙げられる。

【0087】次いで、本発明の光学フィルムの詳細につ いて説明する。本発明の光学フィルムとしては、特に限 定されるものではなく、公知の透明樹脂フィルムの中か ら適宜選択して用いることができる。この様な透明プラ スチックフィルムとしては、例えば、ポリエチレンテレ フタレートやポリエチレンナフタレートの様なポリエス テルフィルム、ポリエチレンフィルム、ポリプロピレン フィルム、セロファン、ジアセチルセルロースフィル ム、トリアセチルセルロースフィルム、セルロースアセ テートプロピオネートフィルム、セルロースアセテート ブチレートフィルム、ポリ塩化ビニルフィルム、ポリ塩 化ビニリデンフィルム、ポリビニルアルコールフィル ム、エチレンビニルアルコールフィルム、ポリスチレン フィルム、シンジオタクチックポリスチレン系フィル ム、ノルボルネン樹脂フィルム、ポリカーボネートフィ ルム、ポリアリレートフィルム、ポリメチルメタアクリ レートフィルム、ポリアクリレートフィルム、ポリオレ フィン系ノルボルネン樹脂フィルム、ポリメチルベンテ ンフィルム、ポリスルフォンフィルム、ポリエーテルエ ーテルケトンフィルム、ポリエーテルスルフォンフィル ム、ポリエーテルイミドフィルム、ポリイミドフィル ム、フッ素樹脂フィルム、ナイロンフィルム、アクリル フィルムを挙げることができるが、本発明においては、 特にセルローストリアセテートフィルムの他に、セルロ ースジアセテート、セルロースアセテートブチレート、 セルロースアセテートフタレート、セルロースプロピオ ネート、セルロースアセテートプロピオネート、セルロ ースアセテートプロピオネートブチレートなどのセルロ ースエステルフィルムを用いることが好ましい。

【0088】請求項9に係る発明では、光学フィルムと して、セルロースエステルを含有していることが特徴で ある。

【0089】次いで、本発明の好ましい態様であるセル ロースエステルフィルムの製造方法について説明する 【0090】本発明に係るセルロースエステルフィルム の製造に用いられる好ましい製膜工程としては、下配に 示す溶解工程、流延工程、溶媒蒸発工程、剥離工程、乾 について説明する。

【0091】 (溶解工程) 本発明において、セルロース エステル溶液のことを、セルロースエステルドープ又は 単にドープという。溶解工程とは、セルロースエステル のフレークに、後述の良溶媒を主とする有機溶媒に溶解 金中でフレークを機拌しながら溶解し、ドープを形成す る工程である。

【0092】本発明では、ドープ中の固形分濃度は15 質量%以上とすることが好ましく、特に18~35質量 %のものが好ましく用いられる。

【0093】ドーブ中の固形分濃度が高すぎるとドーブ の粘度が高くなりすぎ、流延時にシャークスキンなどが 生じてフィルム平面性が劣化する場合があるので、35 質量%以下であることが望ましい。

【0094】ドーブ粘度は、10~50Pa・sの範囲 は、好ましい有機溶媒(即か、角溶媒)の済成以下で行う方法。 がおよい有機溶媒(即か、角溶媒)の済成以下で行う方法。 た知溶解法で行う方法、高圧で行う方法等種々の溶解方法等がある。 はい近力をかけて溶解する方法としては、40、4~12 0°での、11~1.50Mpaに加圧することで発泡を抑え、かつ、短時間に溶解することができる。

【0095】本発明に用いられるセルロースエステルと しては、セルロースの低級脂肪酸エステルが好ましく用 いられる。

(0098) セルロースエステルの低級脂肪酸エステルにおける低級脂肪酸とは、炭素原干数が6以下の脂肪酸を意味し、例えば、ベルロースアセラート、セルロースプラレート等、文特開平10-45804号、同8-231761号、米国特許第2、319、052号等に配数されているセルロースアセテートプラレート等の混合脂肪酸エステルなどがセルロースの低級脂肪酸エステルの例として挙げられる。特に好ましくは、総置機度が2、55~2、85のセルロースエステルが野ましく用いられる。

【0097】上配脂肪酸の中でも、セルロースアセテート、セルロースアセテートプロピオネートが好ましく用いられるが、本発明に係るセルロースエステルフィルムの場合には、フィルム強度の観点から、特に置合度250~400のものが好ましく用いられる。

【0098】本発明に係るセルロースエステルフィルム は、総置機度が2.5~3.0のセルロースエステルが 好ましく用いられるが、特に秘置機度が2.55~2. 85のセルロースエステルが好ましく用いられる。総置 機度が2.55以上になると本発明に係る一般式(1) で示される紫外縞吸収剤をさつマルムの機能変度が増加し、2.85以下になるとセルロースエステルの溶解 ましい。

【0099】セルロースアセテートプロピオネートの場合、アセチル基置換度をX、プロピオニル基置換度をYとすると

- 2. 55≦X+Y≦2. 85
- 1. 5≤X≤2. 4
- の範囲にあるものが好ましく用いられる。

【0100】セルロースエステルは、綿花リンターから 合成されたセルロースエステルと木材パルブから合成さ れたセルロースエステル、それ以外の原料から合成され たセルロースエステルを単独或いは混合して用いること ができる。

【0101】ドーブを調製する際に使用される溶媒としては、セルロースエステルを溶解できる溶媒であれば柱に限定はされないが、又単独で溶解できない深度であっても他の溶媒と混合することにより、溶解できるものであれば使用することができる。一般的には、良溶媒であるメチレンクロライドとセルロースエステルの黄溶媒からなる混合溶媒を用い、かつ混合溶媒中には資溶媒を4~30質量等を有するものが好ましく用いられる。

【0102】使用できる良溶媒としては、例えば、メチ レンクロライド、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸アミ ル、アセトン、テトラヒドロフラン、1、3-ジオキソ ラン、1, 4-ジオキサン、シクロヘキサノン、ギ酸エ チル、2、2、2ートリフルオロエタノール、2、2、 3, 3-ヘキサフルオロー1-プロパノール、1, 3-ジフルオロー2ープロパノール、1、1、1、3、3、 3-ヘキサフルオロー2-メチルー2-プロパノール、 1、1、1、3、3、3-ヘキサフルオロー2ープロパ ノール、2、2、3、3、3ーペンタフルオロー1ープ ロパノール、ニトロエタン等を挙げることができるが、 メチレンクロライド等の有機ハロゲン化合物、ジオキソ ラン誘導体、酢酸メチル、酢酸エチル、アセトン等が好 ましい有機溶媒(即ち、良溶媒)として挙げられる。酢 酸メチルを用いると、得られるフィルムのカールが少な くなるため特に好ましい。

【0103】セルロースエステルの貧溶媒としては、例 えば、メタノール、エタノール、nープロパノール、i soープロパノール、nープタノール、socープタノ ール、tertープタノール等の炭素原子数1~8のア ルコール、メチルエチルケトン、メチルイソプチルケト 、酢酸エナル、酢酸プロビル、モノクロルベンゼン、 ペンゼン、シクロヘキサン、テトラヒドロフラン、メチ キャングリコールモノメチルエーテル ルセロソルブ、エチレングリコールモノメチルエーテル 2程以上を適宜組み合わせて用いることができる。

【0104】本発明に係るセルロースエステルフィルム の製造において、セルロースエステルを溶解する際に冷 却溶解法を用いることも好ましい。冷却溶解方法として 4号、同9-95557号に記載の方法を使用することができる。又、特開平11-21379号に記載の高圧溶解方法も好ましく使用できる。

【0105】溶解後のセルロースエステル溶液 (ドープ) を連材で建通した後、脱池してポンプで次工程に送ることが好ましく、又、その際、ドーブ中には、可塑剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、染料、微粒子等が、適宜添加される。

【0106】これらの添加物は、セルロースエステル冷 漆の調製の際に、セルロースエステル冷溶媒と共に添加 してもよいし、溶液調製中や調製後に添加してもよい。 【0107】本発明の光学フィルムには、可敷剤を添加 することができる。これらは本発明に係る一般式 (1) で表される紫外線吸収剤と併用することができる。

【0108】用いることのできる可塑剤としては、例え ば、リン酸エステル系可塑剤、フタル酸エステル系可塑 剤、クエン酸エステル系可塑剤などを用いることができ るがこれらに限定されるものではない。リン酸エステル 系では、例えば、トリフェニルホスフェート、トリクレ ジルホスフェート、クレジルジフェニルホスフェート、 オクチルジフェニルホスフェート、ジフェニルビフェニ ルホスフェート、トリオクチルホスフェート、トリブチ ルホスフェート等があり、フタル酸エステル系として は、例えば、ジエチルフタレート、ジメトキシエチルフ タレート、ジメチルフタレート、ジオクチルフタレー ト、ジブチルフタレート、ジー2-エチルヘキシルフタ レート、ブチルベンジルフタレート、ジベンジルフタレ ート、ブチルフタリルブチルグリコレート、エチルフタ リルエチルグリコレート、メチルフタリルエチルグリコ レート等があり、クエン酸エステル系可塑剤としては、 例えば、トリエチルシトレート、トリーn-ブチルシト レート、アセチルトリエチルシトレート、アセチルトリ ーnーブチルシトレート、アセチルトリーnー(2-エ チルヘキシル)シトレート等を好ましく用いることがで きる。

【0109】これらの可塑剤は、単独で用いてもよく、 また必要に応じて2種類以上を併用して用いてもよい。 又、可塑剤の使用量は、セルロースエステルに対して1 ~30質量%含有させることができ、好ましくは2~2 5質量%。特に好ましくは10~20質量%である。

【0110】本発明の光学フィルムにおいては、上記可 整剤の他にも可塑剤と同様の作用を示す添加剤が含有さ せることができる。これらの添加剤としては、例えば、 セルロースエステルフィルムを可塑化することのできる 低分子有機化合物であれば、可塑剤と同様の効果を得る ことができる。これらの成分は可塑剤に比べ直接フィル ムを可塑化する目的で添加されるものではないが、量に 応じて上記可塑剤と同様の作用を示す。

【0111】又、本発明においては、フィルムの色味を

いてもよい。好ましい染料として、アンスラキノン系染料 料が挙げられる。アンスラキノン系染料は、アンスラキ ノンの1位から8位迄の位置に任意の置換差を有するこ とができる。好ましい置換基としては、置換されてもよ いアニリノ基、ヒドロキシル基、アミノ基、ニトロ基、 又は水栗原子が挙げられる。これらの染料のフィルムへ の添加量は、フィルムの透明性を維持するため0. 1~ 1000με/m²、好ましくは10~100με/m² である。

【0112】また、本発明の光学フィルムには、マット 剤として微粒子を加えることが好ましい。本発明に使用 される微粒子としては無機化合物として、例えば、二酸 化珪素、二酸化チタン、酸化アルミニウム、酸化ジルコ ニウム、炭酸カルシウム、炭酸カルシウム、タルク、ク レイ、焼成カオリン、焼成珪酸カルシウム、水和ケイ酸 カルシウム、ケイ酸アルミニウム、ケイ酸マグネシウム 及びリン酸カルシウムを挙げることができる。微粒子 は、ケイ素を含むものが濁度が低くなる点で好ましく。 請求項4に係る発明では、一次平均粒子径が20nm以 下であり、かつ見かけ比重が70g/リットル以上であ る二酸化珪素微粒子を用いることが特徴である。特に、 本発明の光学フィルムでは、二酸化珪素の微粒子を含む ことにより、本発明に係る紫外線吸収剤と二酸化珪素の 微粒子を含むセルロースエステル溶液を用いて流延製菓 することによって、セルロースエステル溶液中の微粒子 の凝集に起因した異物故障が著しく低減されるため、特 に好ましい。

【0113】二酸化珪素物料・の一次粒子平均径としては、5~16 nmがより好ましく、5~12 nmがさらに好ましい。一次粒子の平均径が小さい方がイズが低く好ましい。また、見かけ比重は90~200g/リットルが好ましく、100~200g/リットルが更に好ましい。見かけ比重が大きい税、高濃度分散液を作ることが可能になり、ヘイズ、凝集物が良化するため好ましい。

【0114】マット剤の添加量は1m²当たり0.01 ~1.0gが好ましく、0.03~0.3gが更に好ま しく、0.10~0.18gが特に好ましい。

【0 1 1 5】 二酸化珪素酸粉子としては、例えば、日本 アエロジル (株) 製のAEROSIL R972、R9 72V、R974、R812、200、200 V、30 0、R202、OX50、TT600などが挙げられ、 次平均粒子径が20mm以下であり、かつ更かけ比重が 70g/リットル以上である二酸化珪素の微粒子であ り、光学フィルムの濁度を低く保ちながら、摩擦係数を さげる効率が大きいため特定がましい。

【0116】また、酸化ジルコニウムの微粒子としては、例えば、アエロジルR976及びR811(以上日

用することができる。また、ポリマーの例として、シリ コーン樹脂、弗素樹脂及びアクリル樹脂を挙げることが できる。シリコーン樹脂が好ましく、特に三次元の網状 構造を有するものが好ましく、例えば、トスパール10 3、同105、同108、同120、同145、同31 20及び同240(以上東芝シリコーン(株)製)の商 品名で市販されており、使用することができる。

【0118】本発明光学フィルムを得るため、微粒子の 分散液を調製する方法としては、例えば、以下に示す3 つの方法が挙げられる。

【0119】 [調製方法A]溶剤と微粒子を撹拌混合した後、分散機で分散を行い、微粒子分散液を調製した後、これをドープ液に加えて撹拌する方法。

【0120】 (類数方法目) 溶剤と微粒子を無学混合した後、分散機で分散を行い、微粒子分散液を誘致し、これとは別に溶剤に少量のセルロースエステルを加え、撹拌溶解する。これに上配模粒子分散液を加えて撹拌して機粒子添加液を誘動した後、これをインラインミキサーでドーブ液と小浸金与る方法。

【0121】 (調製方法C) 溶剤に少量のセルロースエステルを加え、健捨溶解する。これに微粒子を加えて分散機で分散を行い、微粒子添加液を調製した後、これをインラインミキサーでドーブ液と十分混合する方法。 【0122] 調製方法Aは、二酸化珪素酸粒子の分散性

に優れ、調製方法Cは二酸化珪素微粒子が再凝集しにく い点で優れているが、中でも、調製方法Bは二酸化珪素 微粒子の分散性と、二酸化珪素微粒子が更に再凝集しに くい等、両方に優れている点で好ましい調製方法であ る。

【0123】(分散方法)二酸化珪素微数子を溶剤など と混合して分散する際、二酸化珪素の濃度は5~30質 量%であることが好ましく、10~25質量%が更に好ましく、15~20質量%が最も好ましい。分散濃度は 高い方が、添加量に対する液沸度は低くなる傾向があ り、ヘイズ、海敷物が食化するたか好ましい。

【0124】使用される溶剤は、低級アルコール類としては、好ましくはメチルアルコール、エチルアルコール、ガロピルアルコール、イソプロピルアルコール、ブチルアルコール等が挙げられる。低級アルコール以外の溶媒として、特に限定されないが、セルロースエステル

【0125】このようにして得られたドープを用い、以下に脱明する流延工程を経てセルロースエステルフィルムを作製することができる。

【0126】(流延工程)上記工程で調製したドーブ を、加圧型定量ギヤポンプを通して加圧ダイに送渡し、 流延位置において、無限に移送する無端の金属ベルト成 いは回転する金属ドラムの流延用支持体(段降、単に支 持体ということもある)上に、加圧ダイからドーブを流 延する工程である。流延用支持体の表面は装面となって いる。

【0127】その他の流延する方法としては、例えば、 蒸延されたドーブ原をブレードで関係を開節するドクタ ーブレード法、成いは逆回転するロールで履厚を開節す るリパースロールコーターによる方法等があるが、口金 部分のスリット形状を損墜でき、膜厚をわーにし易い加 圧ダイが好ましい。加圧ダイには、例えば、コートハン ガーダイやTダイ等があるが、何れも好ましく用いられ る。

[0128] 製膜速度を上げるため、加圧ダイを流延用 支持体上に2基以上設け、ドープ量を分割して塗布して もよい。或いは、ダイの内部をスリットで分割し、組成 の異なる複数のドーブ液を同時に流延して、積層構造の セルロースエステルフィルムを得ることもできる。

【0129】このように、得られたドーブをベルト又は ドラム等の支持体上に流延し、製膜するが、本発明にお いては、特に、ベルトを用いた溶液流延製膜法が、特に 有効である。これは、後述のように支持体上での乾燥条 件を細かく観撃することが容易な点にある。

【0130】(溶媒蒸発工程) 流延用支持体上にドーブ を流延し、形成されたドーブ腺(以下、ウェブともいう を流延用支持体上で加齢し、溶媒を蒸発させる工程である。溶媒を蒸発させるには、ウェブ表面側から風を吹かせる方法及び/アは支伸体の裏面から液体により表彰かるが、裏面液体伝熱の方法が、乾燥効率の点で対すしい。また。それらを組み合わせる方法も好ましい。また。それらを組み合わせる方法も好ましい。また。それらを組み合わせる方法も好ましい。また。それらを組み合わせる方法も好ましい。のでの雰囲気下で、支持体上で乾燥させることが好ましい。40~10 0℃の雰囲気に維持するには、この温度の温風をウェブ上面に当てるか、あるいは赤外線等の手段により加熱することが好ましい。

[0131] 本発明の光学フィルムは、渡延から30~ 90秒以内でウェブを支持体から剥離することが好ましい。30秒未満で剥離すること、フィルムの面品質が低下 するだけでなく、透湿性の点でも好ましくない。逆に、 90秒を越えて乾燥させると、剥離性の悪ななどにより 面品質の低下や、フィルムに強いカールが発生するため 好ましくない。

【O132】 (剥離工程)支持体上で溶媒が蒸発したウ

離されたウェブは次工程に送られる。剥離する時点での ウェブの残留溶媒量 (下記式) があまり大き過ぎると、 剥離し難かったり、逆に支持体上で充分に乾燥させてか

ら剥離すると、途中でウェブの一部が剥がれたりする。 【0133】支持体上の剥離位置における温度は、好ま しくは10~40℃であり、更に好ましくは11~30 ℃である。剥離位置におけるウェブの残留溶粧量は25 ~120質量%が好ましく、更に好ましくは40~10 の質量物である。

【0134】本発明に係るウェブの残留溶媒量は、下記式で定義される。

残留溶媒量= (ウェブの加熱処理前質量ーウェブの加熱 処理後質量) / (ウェブの加熱処理後質量) ×100% 向、残留溶媒量を測定する際の加熱処理とは、115℃ で1時間の加熱処理を行うことを表す。

[0135]上配のように刺続時の残留溶媒素を調整するには、流延後の流延用支持体の表面温度を制御し、ウェブからの有機溶媒の蒸巻を効率的に行えるように、流延用支持体上の刺離位置における温度を上配の温度範囲に設定することが好ましい。支持体温度を制御するには、伝熱効率のよい伝熱方法を使用するのがよく、例えば、液体による裏面伝熱方法が好ましい。

[0136] 輻射熱や熱風等による伝熱方法は支持体温 度のコントロールが難しく、好ましい方法とはいえない が、ベルト(支持体)マシンにおいて、移送するベルト が下側に来た所の温度制御には、緩やかな風でベルト温 度を調節することができる。

【0137】支持体の温度は、加熱手段を分割すること によって、部分的に支持体温度を変えることができ、流 毎用支持体の流延位置、乾燥部、刺離位置等異なる温度 とすることができる。

[0138] 製膜速度を上げる方法(例えば、残留溶媒量ができるだけ多いうちに刺離するため製度速度を上げることができる)として、残留溶媒が多くと刺離できるゲル流延法(ゲルキャスティング)がある。ゲル流延法には、ドープ中にセルロースエステルに対する貧溶線を加えて、ドープ流延後、ゲル化する方法、支持への変を振めてゲル化する方法素がある。又、ドープ中に金属塩を加える方法もある。支持体上でゲル化させ渡を強くすることによって、刺離を早め製膜速度を上げることもできる。

[0139] 飛蝦溶媒量がより多い時点で制度する場合、ウェブが柔らか過ぎると刺離時平面性を損なった り、剥離張力によるリンや機ズジが発生し易く、経済速度と品質との末わ合いで刺離残留溶媒量を決められる。 支持体とフィルムを剥離する際の剥離張力は、通常19 6~245 N/mで剥離が行われるが、剥離の際にシワ が入り易い場合、190 N/m以下で剥離することが好ましく、更には、剥離できる最低張力~167 N/m、 しいが、特に好ましくは、最低張力ペー100N/mで剥離することである。剥離張力が低いほど、面内リターデーションRのが低く保てるため好ましい。面内リターデーションRのは20nm未満であることが好ましく、更には、10nm未満、次いで、5nm未満であることが好ましいが、最も好ましくは0~1nmである。

【0140】本発明において、面内リターデーションR (1年) 計算機器(株) 製)を用いて、590 nmの波長において、三次元屋折率測定を行い、得られた屈折率 n x、ny、n zから算出することができる。又、護厚予ののリターデーション値R t は0~300 nmのものが得られ、更に好ましくは0~150 nm、より好ましくは0~70 nmのものが用途に応じて好ましく得られる。R O 及びR t は、下式により求めることができる。

 $Rt = [(nx-ny)/2-nz] \times d$

本発明に係るセルロースエステルフィルムは、遅相軸方 向と製設方向とのなす角度 (ラジアン)と面内方向の レターデーションROが下配の関係にあり、特に偏光板 用保護フィルム等の光学フィルムとして好ましく用いら れる。

[0142]

P \leq 1-sin2 (2 θ) sin2 (π R0/ λ) P=0, 9999

 $n \times k T$ ブルム面内の遅相軸方向の屈折率、n y k T ルム面内の進相軸方向の屈折率、n z k T プイルムの厚み方向の屈折率であり、d k T プイルムの頂厚(n m) である。 $\theta k T$ でかる。 $\theta k T$ できる。

【0143】 (教練工程) 教練工程は、ウェブを千島休 に配置したロールに交互に通して搬送する乾燥装置、あ るいはクリップ又はピンでウェブの両端を保持して搬送 するテンター装置を用いて、巾保持しながらウェブを敬 嫌する工程である。乾燥工程における搬送張力も、可能 な範囲で低めに維持することがなりが低く機等できるた の好ましく、190N/m以下であることが好ましく、 は140N/m以下であり、更に好ましく は140N/m以下であり、100~130N/mであ ることが特に好ましい。特に、フィルム中の残留溶媒量 が少なくとも5質量%以下となるまで上記搬送張力以下 に維持することが効果的である。

[0144] 乾燥の手段は、ウェブの両面に触風を吹かせるのが一般的であるが、風の代わりにマイクロウェブを当てて加熱する手段もある。あまり急変が躁は、でき上がりのフィルムの平面性を損ね易い。高温による乾燥は、残密溶媒が8質量や以下から行うことが好まし

われる。特に40~160°Cで乾燥させることが好ましい。

【0145】流延用支持体面から剥離した後の乾燥工程 では、溶媒の蒸発によってウェブは巾方向に収縮しよう とする。高温度で急激に乾燥するほど収縮が大きくな る。

【0146】この収縮を可能な限り抑制しながら乾燥することが、でき上がったフィルムの平面性を良好にする 上で好ましい。この観点から、例えば、特別昭62-4 6625号に示されているような、乾燥全工程或いは一 部の工程を巾方向にクリップ又はピンでウェブの巾両端 を巾保持しつつ乾燥させる方法(テンター方式と呼ばれ る)、中でも、クリップを用いるテンター方式、ピンを 用いるピンテンター方式が好ましく用いられる。

【0147】このとき、幅手方筒の延伸倍率は0%~1 00%であることが好ましく、偏光板保護フィルムとして用いる場合は、5%~20%が更に好ましく、8%~ 15%が最も好ましく、位相差フィルムとして用いる場合は、10%~40%が更に好ましく、20%~30% が最も好ましい。延伸倍率によってR0をコントロール することが可能で、延伸倍率が高い方ができ上がったフィルムの平面性に優れるため好ましい。

【0148】テンターを行う場合のウェブの残留溶媒量は、テンター開始時に20~100質量%であるのが好ましく、かつウェブの残留溶媒量が10質量%以下になるまでテンターをかけながら乾燥を行うことが好ましく、更に好ましくは5質量%以下である。

【0149】テンターを行う場合の軟機温度は、30~ 50℃が好ましく、50~120℃が更に好ましく、 70~100℃が最も好ましい。乾燥温度の低い方が紫 外線吸収熱、可塑剤などの蒸散が少なく、工程汚染に優 れ、乾燥温度の高い方がフィルムの平面性に優れる。本 奏明に係る一般式(1)で表とれる紫外線吸収剤は、乾 燥温度が高い場合でも、蒸散しにくいため、テンター乾 燥温度が高く、延伸倍率の高い製造条件のときに、その 効果が裏条件離される。

【0150】又、フィルムの乾燥工程においては、支持 体より刺産したフィルムを更に乾燥し、残留消媒量を 0.5質量%以下にすることが好ましく、更に好ましく は0.1質量%以下であり、更に好ましくは0~0.0 1質量%以下とすることである。

【の151】フィルム乾燥工程では、一般に、ロール懸差方式か上記のようなピンテンター方式でフィルムを搬送とながら乾燥する方式が採られる。フィルルを乾燥させる手段は、特に制限なく、一般的に熱風、赤外線、加熱ロール、マイクロ波等で行う。間便さの点で熱風で行うのが好ましい。乾燥温度は40~150℃の範囲で行ったがでまたりで、全部では、そ5段階の温度に分けて、段を高くしていくことが守ましく、80~140℃の範囲で行うことが寸法安定性を

【0152】溶液延製膜法では、液延直後から乾燥ま の工程において、乾燥装置内の雰囲気を、空気とする のもよいが、窒素ガスや嵌接がス、アルゴン等の不活性 ガス雰囲気で行ってもよい、ただし、乾燥雰囲気中の蒸 発溶媒の爆発限界の危険性は、常に考慮されなければな らないことは勿論のことである。

【0153】(巻き取り工程)ウェブ中の残留溶鉱量が 2質量%以下となってから、乾燥されたセルロースエス テルフィルムとして巻き取る工程であり、残留溶鉱量を 0.4質量%以下にすることにより、寸法安定性の良好 なフィルムを得ることができる。

【0154】巻き取り方法は、一般に使用されているものを用いればよく、例えば、定トルク法、定テンション法、テーパーテンション法、内部応力一定のプログラムテンションコントロール法等があり、それらを適宜選択して使いわければよい。

[0155] 腰原の膜節には、所望の厚さになるよう に、ドープ連度、ポンプの送液量、ダイの口金のスリット間隙、ダイの押し出し圧力、流延用支持体の速度等を コントロールするのがよい。又、膜厚を均一にする手段 として、膜厚検出手段を用いて、プログラムされたフィ ードパック情報を上記各接管にフィードパックさせて調 節するのが好ましい。

【0156】本発明の光学フィルムの膜厚は、使用目的 によって異なるが、仕上がりフィルムとして、通常5~ 500 µmの範囲にあり、更に10~250 µmの範囲 が好ましく、特に液晶画像表示装置用フィルムとしては 10~120 µmの範囲が用いられる。請求項5に係る 発用では、光学フィルムの障厘が20~65 umの薄い フィルムであることが特徴であり、この膜厚の範囲とす ることにより、透湿性とともに寸法安定にも優れる。 【0157】本発明でいう透湿度とは、JIS Z 0 208に記載の方法で測定された値で定義する。透湿度 は $20 \sim 250 \text{ g/m}^2 \cdot 24$ 時間であることが好まし いが、特に20~200g/m2 · 24時間であること が好ましい。透湿性が、250g/m2・24時間を超 えた場合では偏光板の耐久性が著しく低下し、逆に20 g/m²・24時間未満では、偏光板製造時の接着剤に 使われている水等の溶媒が乾燥しにくくなり、乾燥時間 が長くなるため好ましくない。より好ましくは25~2 00g/m²・24時間である。

【0158】又、本発明の光学フィルムでは、80℃、 90%RHにおける質量変化を少なくすることで、寸法 安定性を更に改善することができる。

【0159】本発明の光学フィルムでは、80℃、90 %RHで48時間加熱処理した前後での質量変化率が、 ±2%以内とすることがより好ましく、これによって 透湿度が改善された薄膜フィルムでありながら、寸法変 化率も優れたセルロースエステルフィルムを得ることが

【0160】本発明の光学フィルムは、80℃、90% RH雰囲気下で48時間加熱処理した際の寸法変化率 は、MD方向(フィルムの製膜方向)、TD方向(フィ ルムの幅手方向)共に±0.5%以内であることが好ま しく、更に±0.3%以内であることが好ましく、更に ±0. 1%以内であることが好ましく、更に±0. 05 %以内であることが好ましい。本発明でいう寸法変化率 とは、温度や湿度の条件が過酷な状況でのフィルム縦方 向及び横方向の寸法変化を表す特性値である。具体的に は加熱条件、加湿条件、熱湿条件にフィルムを置いて強 制劣化としての、縦、横の寸法変化を測定する。例え ば、測定しようとするフィルム試料について、幅手方向 150mm×長手方向120mmサイズに断裁し、該フ ィルム表面に、幅手方向及び長手方向それぞれに100 mm間隔で2カ所、カミソリ等の鋭利な刃物で十文字型 の印を付ける。該フィルムを23℃、55%RHの環境 下で24時間以上調湿し、工場顕微鏡で処理前の幅手方 向及び長手方向のそれぞれの印間距離 L1を測定する。 次に、試料を電気恒温槽中で、高温高湿(条件:80 ℃、90%RH)の環境下で48時間放置をする。再 び、試料を23°C、55%RHの環境下で24時間調湿 し、工場顕微鏡で処理後の幅手方向及び長手方向のそれ ぞれの印間距離 L2を測定する。この処理前後の変化率 を次式によって求める。

[0161]

寸法変化率 $(\%) = (L_2 - L_1) / L_1 \times 100$ 式中、 L_1 は処理前の印間距離、 L_2 は処理後の印間距離を表す。

[0162]また、105℃で5時間処理したときの寸 法変化率は、MD方向、TD方向共に±0.5%以内で あることが好ましく、更に±0.3%以内であることが 好ましく、更に±0.1%以内であることが好ましく、 更に±0.05%以内であることが好ましい。

【0163】本発明の光学フィルムは、抗張力がMD方 の、TD方向共に90~170N/mm2であることが 好ましく、特に120~160N/mm2であることが 好ましい。また、含水車としては0.1~5%が好まし く、0.3~4%がより好ましく、0.5~2%である ことが更に好ましい。

【0164】本発明の光学フィルムは、透過率が90%以上であることが望ましく、更に好ましくは92%以上であり、といったが望ましくは92%以上である。又、ヘイズは0.5%以下であることが好ましく、特に0.1%以下であることが好ましく、0%であることが更に好まし

【0165】 本発明の光学フィルムにおいては、カール 値は絶対値が小さい方が好ましく、変形方向は、+方向 でも、一方向でもよい。カール値の絶対値は30以下で あることが好ましく、更に好ましくは20以下であり、 曲率半径(1/m)で表される。

【0166】以下、本発明の光学フィルムの溶液流延製 膜法による製造方法について、図を用いて、更に詳細に 説明する。

【0167】図1は、フィルムの溶液流延製度法の好ま しい一例を示す模式図である。図1(a)は流蒸後、ロ ール搬送・乾燥工程で乾燥する場合の模式図である。図 1(b)は流蒸後、ロール搬送・乾燥工程で乾燥し、そ の後テンター搬送・乾燥工程で乾燥し、そ である。図1(c)は流延後、テンター搬送・乾燥工程 で乾燥し、その後ロール搬送・乾燥工程で乾燥を行う場合 の模式図である。図1(d)は流蒸後、ロー機送・ 乾燥工程で乾燥し、その後アンター搬送・乾燥工程で 、をの様式図である。図1(d)は流蒸後、ロー機送・ 乾燥工程で乾燥し、その後アンター搬送・乾燥工程で 、その後ロール搬送・乾燥工程で乾燥を行う場合の 線し、その後ロール搬送・乾燥工程で乾燥を行う場合の 線し、その後ロール搬送・乾燥工程で乾燥を行う場合の 線は、図である。

【0168】尚、本発明において、テンター搬送・乾燥 工程及びロール搬送・乾燥工程を含む工程とは、支持体 から制離されたフィルムを乾燥して巻き取る途の工程の どこかに、フィルムの乾燥伸縮率を調整するテンター機 送・乾燥工程及びロール搬送・乾燥工程を有する工程を かう。テンター搬送、乾燥工程となりター搬送を 搬送しながら同時に乾燥を行い、乾燥伸縮率を調整する 工程を言い、ロール搬送・乾燥工程とはロール搬送装置 で搬送しながら同時に乾燥を行い、乾燥伸縮率を調整する 工程を言い、ロール搬送、乾燥工程とはロール搬送装置 で搬送しながら同時に乾燥を行い、乾燥伸縮率を調整する 工程を含む、ながら同時に乾燥を行い、乾燥伸縮率を調整する 工程を含む、カエ野をいう。

[0169] 図1において、1はエンドレスで走行する 支持体を示す。支持体としては鏡面帯状を属が使用され でいる。2はセルロースエステル樹脂を溶媒に溶解した ドーブを、支持体1に流延するダイスを示す。3は支持 体1に流延されたドーブが簡化したフィルルを剥離する 粉離点を示し、4は刺離されフィルルをディ。5はテ ンター搬送・乾燥工程を示し、51は排気口を示し、5 2は乾燥風取り入れ口を示す。尚、排気口51と乾燥風 取り入れ口5とは逆っあっても良い。6は延力かット手 段を示す。強力カット手段としてはニップロール、サク ションロール等が挙げられる。尚、張力カット手段6は 各工程削に設けてもかまわない。

【0170】8はロール機送・乾燥工程を示し、81は 乾燥箱を示し、82は排気口を示し、83は乾燥風取り 入れ口を示す。なお、排気口82と乾燥風取り入れ口8 3は逆であっても良い。84は上部搬送用ロールを示 し、85は下部搬送用ロールを示す。該搬送用ロール8 4、85は上下で一起で、複数組から構成されている。 7は巻き取られたロール状のフィルムを示す。

[0171] 図1 (d) で示される工程において、テンター搬送・乾燥工程5の前のロール搬送・乾燥工程を第 1ロール搬送・乾燥工程を呼び、テンター搬送・乾燥工程を第 程5の後のロール搬送・乾燥工程を第2ロール搬送・乾燥工程と呼ぶ。なお、図1 (a) ~ (d) では示されて 良い。

【0172】本発明においては、上述した何れの溶液流 延製膜法による形態でセルロースエステルフィルムを製 造しても構わない。

[0173] 本発明の米学フィルムは、良好な透湿性、 寸法安定性等から液晶表示用部材、詳しくは偏光板用保 護フィルルに用いられるのが好ましい。特に、透湿度と 寸法安定性に対してともに厳しい要求のある偏光板用保 護フィルルにおいて、本発明の光学フィルムは好ましく 用いられる。

【0174】本発明に係る個米板は、一般的な方法で作 製することができる。例えば、光学フィルム或いはセル ロースエステルフィルムをアルカリケン化処理し、ポリ ビニルアルコールフィルムをヨウ素溶液中に浸漬、延伸 して作製した個光膜の両面に、完全ケン化型ポリビニル アルコール水溶液を用いて貼り合わせる方法がある。ア ルカリケン化処理とは、水系核着剤の濡れを良くし、接 着性を向上させるために、セルロースエステルフィルム を富温の強アルカリ液中に原状の処理のことをいう。

【0175】本発明の光学フィルムには、ハードコート 層、防眩標、反射防止層、防汚層、帯電防止層、場電 層、光学県方層、洗品層、配向層、粘着層、接着層、下 引き層等の各種機能層を付きすることができる。これら の機能層は塗布或いは蒸着、スパッタ、プラズマCV D、大気圧プラズマ処理等の方法で設けることができる。

【0176】このようにして得られた偏光板が、液晶セルの片面又は両面に設けられ、これを用いて、本発明の液晶表示装置が得られる。

[0177] 本発明の光学フィルムからなる電光毎月候 護フィルムを用いることにより、薄膜化とともに、耐久 性及び寸法交定性、光学的等方性に優れた優先板を提供 することができる。更に、本発明の偏光板或いは位相差 フィルムを用いた液晶券元装置は、長期間に亘って安定 した表示性能を維持することができる。

[0178] 本発明の光学フィルムは、反射防止用フィルム或いは光学補償フィルムの基材としても使用できる。

[0179]

【実施例】以下、実施例により本発明の態様を具体的に 説明するが、本発明はこれらにより限定されるものでは ない。なお、以下に記載の「部」は「質量部」を表す。 【0180】実施例1

以下に、本発明に係る紫外線吸収性モノマーとそれから 誘導されるポリマーの合成例を示す。

【0181】(合成例1)2(2′ーヒドロキシー5′ ーメチルーフェニル)ー5ーメタクリロイルアミノー2 Hーベンゾトリアゾール(例示化合物MUV-2)を、 下記に記載の方法に従って合成した。 を250mlの水に溶かし、濃塩酸83mlを加えた。
これに、35mlの水に溶解させた17.2gの亜硝酸
ナトリウムを0℃で加えた後、この溶液を、36.1g
のmーフェニレンジアミン塩酸塩水溶液500ml中に
の℃で加えた。この溶液を0℃に保ちながら、17.0g
の酢酸ナトリウムを250mlの水に溶解させた水溶液
を滴下した後、5℃で2時間、更に、室温で2時間撹拌
した。反応液のpHをアンモニア水で8に調整した後、
沈酸物を3億しよく水洗止た水

【0183】 ろ過した沈殿物48. 4gを、300ml のメタノールに溶解させ、150gの硫酸銅5水和物を 360mlの水と600mlのアンモニア水に溶解させ た水溶液を加えた後、95℃で2時間撹拌した。冷却 後、沈殿物をろ過し、濾液が透明になるまで水洗した。 ろ過した沈殿物を5モル/Lの塩酸水溶液500ml中 で1時間撹拌した後、ろ過し、再び200mlの水に溶 解させ、アンモニア水でpH8に調整した。これをろ 遇、水洗、乾燥後、酢酸エチルから再結晶を行うこと で、2(2'-ヒドロキシー5'-メチルーフェニル) -5-アミノ-2Hベンゾトリアゾールが得られた。 【0184】12.0gの2(2'-ヒドロキシー5' ーメチルフェニル)ー5ーアミノー2Hベンゾトリアゾ ールと0、1gのハイドロキノンとを、70℃で110 m | のテトラヒドロフランに溶かした溶液に6.3gの **炭酸水素ナトリウムを加えた。この溶液に、10mlの** テトラヒドロフランに溶かしたメタクリル酸クロリドを 60℃で30分かけて滴下した。反応溶液を水中に注 ぎ、析出した結晶をる渦、水洗、乾燥し、エチレングリ コールモノメチルエーテルで再結晶を行うことで例示化 合物MUV-2である2(2'-ヒドロキシ-5'-メ チルーフェニル) -5-メタクリロイルアミノー2H-ベンゾトリアゾールが得られた。

【0185】(合成例2)2(2'ーヒドロキシー5' ーメチルーフェニル) -5-メタクリロイルアミノ-2 Hーベンゾトリアゾールとメタクリル酸メチルとの共重 合体(PUV-2)を下配に示す方法に従って合成し た。

【0186】テトラヒドロフラン80m Iに、上配合成 例1で合成した4.0gの2(2'ーヒドロキシー5'ーメテルフェニル)ー5-メタクリロイルアミノー2 Hーベンゾトリアゾールと6.0gのメタクリル酸メテルとを加え、次いで、アゾイソプチロニトリル1.20gを加えた。選素雰囲気下で9時間加熱環流した。テトラヒドロフランと減圧留去した後、20m Iのテトラヒドロフランに再溶解し、透動制のメタノール中に消下した。析出した決戦を譲収し、40℃で真空破壊した。9.4gの灰白色粉状重合体であるPUV-2を得た。この共産体は、標準ポリスチレンを基準とするGPC分析により、重要平均分子量が7.400であることを分析により、重要平均分子量が7.400であることを

トルから、該共業合体が2(2′ーヒドロキシー5′ー メチルーフェニル)-5-メタウリロイルアミノ-2 ーペンゾトリアゾールとメタウリル酸メチルの共重合体 であることを確認した。該重合体の組成は略、2(2′ ーヒドロキシー5′ーメチルーフェニル)-5-メタク リロイルアミノー2Hーペンゾトリアゾール:メタクリ ル酸メチル-40:60であった。

【0187】(合成例3)2(2'ーヒドロキシー5'ーtープチルーフェニル)ー5ーカルボン酸ー(2ーメタクリロイルオキシ)エチルエステルー2Hーベンゾトリアゾール(例示化合物MUV-19)を、下記に記載の方法に従って合成した。

【0188】20.0gの3--トロー4-アミノー安息香酸を160mlの水に溶解たし、濃塩酸 43mlを加入たた。20mlの水に溶解させた8.0gの密開除ナトリウムを0℃が加えた後、0℃のまま2時間撹拌した。この溶液に、17.3gの4-t-ブチルフェノールを50mlとエタノール100mlに溶解させた溶液中に、炭酸かリウムで液性をアルカリ性に保ちながら1時間、更に湿温で1時間が増大した。この溶液を0℃に保ちながら1時間、更に湿温で1時間撹拌した。反応液を塩酸で酸性にし、生成した波散物を3過した後、よく水洗した。

【0189】 3過した沈殿を500m | の1モルノLの れる日水溶液に溶解させ、35gの亜鉛粉末を加えた 後、40%NaOH水溶液 110gを滴下した。滴下 後、約2時間撹拌し、3過、水洗し、滷液を塩酸で中却 して中性とした。折出した沈敷物をろ過、水洗、乾燥 後、酢酸エチルとアセトンの混合溶線で再移晶を行うこ とにより、2(2'ーヒドロキシー5'ーモーブチルー フェニル)ー5ーカルボン酸ー2Hーベンゾトリアゾー ルが得るれた。

【0190】次いで、10.0gの2(2′ードドロキシー5′ーtーブチルーフェニル)ー5 ーカルボンキ ピーベンプトリアブールと0.1gのハイドロキノン、4.6gの2ービドロキシエチルメタクリレート、0.5gのカートルエンスルホン酸とをトルエン100 m1中に加え、エステル管を構えた反応容器で10時間 加熱灌流を行う。反応溶液を水中に注ぎ、析出した結晶をろ過、水洗、乾燥し、酢酸エチルで用結晶を行うことで、例示化を粉MMUV-119である2(2′ーヒドロキシー5′ーtーブチルーフェニル)ー5ーカルボン酸ー(2ーメタクリロイルオキン)エチルエステルー2 Hーベンゾトリアンルが得られた

【0191】(合成例4)2(2'ーヒドロキシー5' - tーブチルーフェニル) - 5 ーカルポン酸-(2ーメ タクリロイルオキシ)エチルエステルー2 Hーベンソー リアゾールとメタクリル酸メチルとの共運合体(PUV - 19)本下記に配載の方法に従って合成した。

【0192】テトラヒドロフラン80m I に、上記合成

- t - ブチルーフェニル) - 5 - カルボン酸- (2-メ タクリロイルオキシ) エチルエステルー2 Hーベンゾト リアゾールと6.0gのメタクリル酸メチルとを加え、 次いで、アゾイソブチロニトリル1、14gを加えた。 窒素雰囲気下で 9時間加熱還流した。テトラヒドロフラ ンを減圧留去した後、20mlのテトラヒドロフランに 再溶解し、大過剰のメタノール中に滴下した。析出した 沈殿物を濾取し、40℃で真空乾燥して、9.1gの灰 白色紛状重合体であるPUV-19を得た。この共重合 体は、標準ポリスチレンを基準とするGPC分析によ り、重量平均分子量8600のものであると確認した。 また、NMRスペクトル及びUVスペクトルから、上記 共重合体が、2(2'-ヒドロキシー5'-tープチル ーフェニル)-5-カルポン酸-(2-メタクリロイル オキシ)エチルエステルー2Hーベンゾトリアゾールと メタクリル酸メチルの共重合体であることを確認した。 上記重合体の組成は略、2(2'-ヒドロキシ-5'tープチルーフェニル) -5-カルボン酸ー (2-メタ クリロイルオキシ) エチルエステルー2 Hーベンゾトリ アゾール:メタクリル酸メチル=40:60であった。 【0193】(合成例5)2(2'-ヒドロキシー5' -t-ブチルーフェニル)-5-メタクリロイルアミノ -2H-ベンゾトリアゾール (例示化合物MUV-4) を、以下に記載の方法に従って合成した。

【0194】41.2gの2一アミノーpーtーブラルフェノールを250mlの水に溶かし、濃塩酸83mlを加えた。35mlの水に溶解させた17.2gの亜硝酸ナトリウムを0℃で加えた後、この溶液を、36.1gのmーフェニレンジアミン塩酸塩水溶液500ml中で0℃で加えた。この溶液を0℃に保ちながら、170gの酢酸ナトリウムを250mlの水に溶解させた水溶液を15cに、室温で2時間、更に、室温で2時間接上た。反応液のpHをアンモニア水で8に調整した後、炊飯敷を3ml、まぐ水洗した。

【0196】次いで、14.1gの2(2′ーヒドロキ シー5′ーtーブチルフェニル)-5-アミノー2Hベ ンゾトリアゾールと0.1gのハイドロキノンとを、7 0℃で110mlのテトラヒドロフランに溶かした溶液 に、10mlのテトラヒドロフランに溶かしたメタクリル酸クロリドを60°でで30分かけて滴下した。反応溶液を水中に注ぎ、析出した結晶をろ週、水洗、乾燥し、エチレングリコールモノメチルエーテルで再結晶を行うことで、例末たá物MUVー4である2(2′ーヒドロキシー5′ー・ロブチルフェニル)ー5ーメタクリロイルアミノー2 Hーベンゾトリアゾールを得ることができた。

【0197】(合成例6)2(2'-ヒドロキシー5'-tープチルーフェニル)-5-メタクリロイルアミノ-2Hーペンゾトリアゾールとメタクリル酸メチルとの共重合体(PUV-4)を、下記に記載の方法に従って合成した。

【0198】テトラヒドロフラン80mlに、上記合成 例5で合成した4.0gの2(2'-ヒドロキシ-5' - t ープチルフェニル)-5-メタクリロイルアミノー 2Hーベンゾトリアゾールと6. Ogのメタクリル酸メ チルとを加え、次いで、アゾイソブチロニトリル1.1 7gを加えた。窒素雰囲気下、9時間加熱還流した。テ トラヒドロフランを減圧留去した後、20mlのテトラ ヒドロフランに再溶解し、大過剰のメタノール中に滴下 した。析出した沈殿物を濾取し、40℃で真空乾燥して 9. 4gの灰白色紛状重合体のPUV-4を得た。この 共重合体は、標準ポリスチレンを基準とするGPC分析 により、重量平均分子量7900のものであることを確 認した。また、NMRスペクトル及びUVスペクトルか ら、上記共重合体が2(2'-ヒドロキシー5'-t-プチルーフェニル) -5-メタクリロイルアミノー2H ーベンゾトリアゾールとメタクリル酸メチルの共重合体 であることを確認した。上記重合体の組成は略、2 (2'-ヒドロキシー5'-t-ブチルーフェニル)-

5-メタクリロイルアミノ-2H-ベンゾトリアゾール:メタクリル酸メチル=40:60であった。

【0199】(合成例7)2(2'ーヒドロキシー5'ーメチルーフェニル)ー5-カルボン酸ー(2ーメタクリロイルオキシ)エチルエステルー2Hーベンゾトリアゾール(例示化合物MUV-17)を、下記に記載の方法に従って合成した。

【0200】20.0gの3---トロー4-アミノ-安 息香酸を160m1の水に溶が上、濃塩酸43m1を加 えた。20m1の水に溶解させた8.0gの亜硝酸ナト リウムを0℃が加えた後、0℃のまま2時間撹拌した。 この溶液に、12.4gのロークレゾールを水50m1 とエタノール100m1に溶解させた溶液中に、炭砂 リウムで液性をアルカリ性に使ちながら0℃で流下した。この溶液を0℃に保ちながら1時間、更に変温で1 時間撹拌した。反応液を塩酸で酸性にし、生成した沈酸 物をう過した後、よく水洗した。

【0201】ろ過した沈殿物を500mlの1モル/L

た後、40%NaOH水溶液110gを滴下した。滴下 後、約2時間撹拌し、ろ過、水洗し、濾液を塩酸で中和 した。析出した沈殿物をろ渦、水洗、乾燥した後、酢酸 エチルとアセトンの混合溶媒で再結晶を行うことによ り、2(2'-ヒドロキシー5'-メチルーフェニル) -5-カルボン酸-2H-ベンゾトリアゾールが得られ

【0202】次いで、8、65gの2(2'-ヒドロキ シー5′ーメチルーフェニル)-5ーカルボン酸-2H ーベンゾトリアゾールと 0.1gのハイドロキノン、 4. 6gの2-ヒドロキシエチルメタクリレート、O. 5gのpートルエンスルホン酸とをトルエン100ml 中に加え、エステル管を備えた反応容器で10時間加熱 灌流を行った。次いで、反応溶液を水中に注ぎ、析出し た結晶をろ過、水洗、乾燥し、酢酸エチルで再結晶を行 うことで、例示化合物MUV-17である2(2'-ヒ ドロキシー5′ーメチルーフェニル)ー5ーカルボン酸 - (2-メタクリロイルオキシ) エチルエステル-2H ーベンゾトリアゾールが得られた。

【0203】(合成例8)2(2'-ヒドロキシー5' ーメチルーフェニル)-5-カルボン酸ー(2-メタク リロイルオキシ) エチルエステルー2 Hーベンゾトリア ゾールとメタクリル酸メチルとの共重合体(PUV-1 7) を、下記に記載の方法に従って合成した。 【0204】テトラヒドロフラン80mlに、上記合成 例7で合成した4.0gの2(2'-ヒドロキシー5'

ーメチルーフェニル) -5-カルボン酸-(2-メタク

[光学フィルム1の作製] (酸化珪素分散液の調製)

アエロジルR-972V (日本アエロジル(株)製:一次粒子の平均粒子径

16 nm、見掛け比重90g/リットル) 15質量部 85管量部 エタノール

上記各添加剤を、ディゾルバー型攪拌機で30分間撹拌 混合した後、マントンゴーリン型高圧分散機で分散を行 った。分散後の液濁度は105ppmであり、数平均粒

(インライン添加液Aの調製)

紫外線吸収剤(例示化合物UV-11)

リンター締から合成されたセルローストリアセテート

メチレンクロライド 以上を密閉容器に投入し、加熱、撹拌しながら、完全に

溶解した後、濾過した。これに、上記酸化珪素分散液の 20質量部を撹拌しながら加え、さらに30分間撹拌し た後、アドバンテック東洋(株)のボリプロピレンワイ ンドカートリッジフィルターTCW-PPS-20Nで

ゾールと6. 0gのメタクリル酸メチルとを加え、次い で、アゾイソブチロニトリル1、16gを加えた。窒素 雰囲気下、9時間加熱還流した。テトラヒドロフランを 減圧留去した後、20mlのテトラヒドロフランに再溶 解し、大過剰のメタノール中に滴下した。析出した沈殿 物を濾取し、40℃で真空乾燥して9.1gの灰白色紛 状重合体のPUV-17を得た。この共重合体は、標準 ポリスチレンを基準とするGPC分析により、重量平均 分子量9200のものであることを確認した。また、N MRスペクトル及びUVスペクトルから、上記共業合体 が2(2'-ヒドロキシー5'-メチルーフェニル)-5-カルボン酸ー(2-メタクリロイルオキシ)エチル エステルー2 Hーベンゾトリアゾールとメタクリル酸メ チルの共重合体であることを確認した。上記重合体の組 成は略、2(2'-ヒドロキシ-5'-メチルーフェニ ル)-5-カルボン酸-(2-メタクリロイルオキシ) エチルエステルー2Hーベンゾトリアゾール:メタクリ ル酸メチル=40:60であった。

リロイルオキシ) エチルエステルー2 Hーベンゾトリア

【0205】なお、本発明に係る他の紫外線吸収剤及び 紫外線吸収性ポリマーも、上記と同様の方法に進じて合 成及び重合することにより得ることができる。

【0206】実施例2

《光学フィルム試料の作製》以下に示す方法に従って、 光学フィルム(トリアセテートフィルムともいう)1~ 10を作製した。

[0207]

[0208]

子径は0. 18 µmであった。

100質量部 濾過し、インライン添加液Aを뛣製した。インライン添 加液A中の微粒子の数平均粒子径はO、25μmであっ

11質量部

85質量部

15質量部

475管量部

4質量部

t=. [0209]

(ドープ液Aの調製)

リンター縮から合成されたセルローストリアセテート 木材パルプから合成されたセルローストリアセテート 11.5質量部 トリフェニルフォスフェイト メチレンクロライド

以上を密閉容器に投入し、加熱、撹拌しながら、完全に 溶解し、安積濾紙(株)製の安積濾紙No.244を使 用して濾過し、ドープ液Aを調製した。

【0210】 (フィルム製膜) 製膜ライン中で、日本精 線(株)製のファインメットNF(絶対濾過精度50 μ m、15µm、5µmの順に順次濾過精度を上げて使 用) でドープ液 A を濾過した。一方、インライン添加液 の送液ライン中で、日本精線(株)製のファインメット NF (絶対濾過精度50μm、15μm、5μmの順に 順次濾過精度を上げて使用)によりインライン添加液A を濾過した。濾過したドープ液A100質量部に対し. 濾過したインライン添加液Aを2.2質量部加えて、イ ンラインミキサー (東レ社製静止型管内混合機 Hi-Mixer、SWJ) で十分混合し、次いで、ベルト流 延装置を用い、温度33℃、1500mm幅でステンレ スパンド支持体に均一に流延した。ステンレスパンド支 持体で、残留溶媒量が80%になるまで溶媒を蒸発さ せ、剥離張力127N/mでステンレスパンド支持体上 から剥離した。剥離したセルローストリアセテートフィ ルムを1550mm幅に断裁し、その後、テンターで幅 方向に10%延伸しながら、70℃の乾燥温度で乾燥さ せ、その後、120℃と135℃との各乾燥ゾーンを多 数のロールで搬送させながら乾燥を終了させ、1330 mm幅にスリッティングして、フィルム両端に幅10m m、高さ5 µmのナーリング加工をエアー面側に施し て、セルローストリアセテートフィルムである光学フィ ルム1を作製した。光学フィルム1の膜厚は40μm、 巻数は4000mであった。

【0211】 【光学フィルム2~10の作製】上記光学 フィルム10作製において、インライン添加液み中の紫 外線吸収剤の種類及び添加量を、表1に配載のように変 更した以外は同様にして、光学フィルム2~10を作製 した。

[0212] 【化17】

比較化合物1

比較化合物2

$$\bigcap_{N} \bigcap_{i=1}^{N} C_{12}H_{2i}$$

【0213】《光学フィルム試料の評価》以上のように して作製した光学フィルム1~10について、下記に記 載の方法に従って、フィルム特性の各評価を行った。 hotometer Uー3200(日立製作所製)を 用い、各光学フィルムの分光表収スペクトルを測定し、 400nmと380nmに於ける透過率を求め、以下の ようにランク分けを行った。各ランクにおいて、400 nmの透過率は高い程優れており、380nmの透過率 は低い程優れている。

【0215】 (400nm诱渦率)

A:透過率80%以上

B:透過率70%以上80%未滿

C:透過率60%以上70%未満

D:透過率60%未満

(380 n m透過率) A:透過率5%未満

B:透過率5%以上8%未灌

C:透過率8%以上10%未満

D:透過率10%以上

[ヘイズの測定] 以下の方法に従い、2方法によるヘイズ(失済度) 測定を行った。

【0216】(1枚値の測定)各光学フィルム1枚を、 ASTM-D1003-52に従って、東京電色工業 (株)社製T-2600DAを使用して測定した。

【0217】 (3枚値の測定) 各光学フィルム3枚を重ね合わせ、ASTM-D1003-52に従って、東京を上来(株) 社製T-2600DAを使用して測定した。

【0218】 〔耐久性:ブリードアウトの評価〕各光学 フィルムを、80℃、90%RHの高温高温雰囲気下で 1000時間放置後、光学フィルム表面のブリードアウ ト(結晶析出)の有無を目視観察を行い、下記に配載の 基準に徙ってブリードアウトの評価を行った。

[0219]

◎: 光学フィルム表面にブリードアウトの発生が全く認められない○: 光学フィルム表面で、部分的なブリードアウトが僅

〇:光学フィルム表面で、部分的なブリードアウトが僅かに認められる

△:光学フィルム表面で、全面に亘りブリードアウトが 僅かに認められる

×:光学フィルム表面で、全面に亘り明確なブリードア ウトが認められる

(新光性の評価) 以下に記載の方法に従い、各光学フィルムのアルカリケン化処理を行った後、偏光板を作製し、未処理試料の平行透過率(Hの)と直行透過率(H 90)を測定し、下式に従って偏光度を算出した。その

90) を測定し、下式に従って偏光度を算出した。その 後、各々の偏光板をサンシャインウェザーメーター50 の時間、UVカットフィルター無しでの条件で強制劣化 処理を施した後、再度、劣化処理後の平行透過率

(H₀′) と直行透過率(H₉0′) を測定し、下式に従って偏光度P₀、P₅₀₀を算出し、偏光度変化量を下記式により求めた。

【0221】〈偏光板の作製〉厚さ120μmのポリビ ニルアルコールフィルムを、沃素1kg、木ウ酸4kg を含む水溶液 100kgに浸漬し、50℃で6倍に延伸 して偏光膜を作った。この個光膜の両面に、上記アルカ リケン化処理を行った試料を、完全ケン化型ポリビニル アルコール59k水溶液を粘着剤として各々貼り合わせ偏 光板を作製した。

【0222】〈偏光度P0、P500の算出〉 偏光度P0= [(H0-H90) / (H0+H90)] 1/2×1 00 偏光度P500= [(H0' - H90') / (H0' +

H₉₀′)] 1/2×100 偏光度変化量=P₀-P₅₀₀ P₀:強制劣化前の偏光度

P500:強制劣化処理500時間後の偏光度

《耐光性の判定》以上のようにして求めた偏光度変化量を、以下に記載の基準に則り判定し、耐光性の評価を行った。

[0223]

◎: 偏光度変化量10%未満

〇:偏光度変化量10%以上25%未満

×:偏光度変化量25%以上

以上により得られた結果を表 1 に示す。 【 0 2 2 4 】

【表 1】

光学 フィルム 番号	紫外線吸収 剂	紫外線吸収剤 2		紫外線吸収性能		ヘイズ値(%)		耐久性			
	種類	添加量 (質量部)	種類	添加量 (質量部)	400nm 透過率	380na 透過率	1枚値	3 枚値	ブリード アウト	耐光性	備考
1	例示化合物 UV-11	11.0	_		8	A	0.1	0.5	0	0	本発明
2	例示化合物 UV-32	11.0		-	٨	A	0.1	0.4	0	0	本発明
3	例示化合物 UV-4	12.0	-	-	Α	A	0.1	0.5	0	0	本発明
4	例示化合物 UV-24	10.0	_	-	٨	A	0.1	0.4	0	0	本発明
5	比較化合物 1	10.0	-	_	D	Α .	0.1	0.6	×	0	比較多
6	比較化合物 1	7.5	_	-	A	С	0.1	0.5	×	×	比較多
7	例示化合物 UV-11	10.0	比較化合物2	4.0	В	A	0.1	0.4	0	0	本発明
8	例示化合物 UV-32	10.0	比較化合物2	4.0	A	A	0.1	0.5	0	0	本発明
9	例示化合物 UV-4	10.0	比較化合物2	4.0	A	A	0.1	0.5	0	0	本発明
10	例示化合物 UV-24	9.0	比較化合物2	4.0	A	A	0.1	0.5	0	0	本発明

【0225】表1より明らかなように、本発明に係る紫 外線吸収剤を含有した本発明の光学フィルムは、比較例 に対し、UV吸収性能、ヘイズ特性、耐久性及び耐光性 のいずれにおいても優れていることが到る。

【0226】実施例3

(光学フィルム試料の作製) 実施例 2 に記載の光学フィルム 10 作製において、インライン添加液 4 中の業外域 吸収射 (例示化合物 U V ー 1)を、表 2 に記載の紫外線吸収射が17 平及びその添加量とした以外は同様にして、光学フィルム 1 0 1 ~ 1 0 8 を作製し、実施例 2 に記載の方法に従い、U V吸収性能の評価、イズの測定、耐火性(ブリードアウトの評価)及び耐光性の評価を行い、得られた結果を表 2 に示す。

【0227】なお、表2に記載の比較化合物3のPUV

は、比較化合物3:メチルメタクリル酸との共重合体 (質量比30:70) を実施例1に記載の方法に準じて 課題した。

[0228] [化18]

比較化合物3

【0229】 【表2】

光学	紫外線吸収剤	紫外線吸収剤 2 紫外		紫外線	紫外隷吸収性能へイス		値(%)	耐久性			
フィルム 番号	種類	添加量 (質量部)	種類	添加量 (質量部)	400mm 送過率	380mm 透過率	1 枚値	3 枚値	ブリード アウト	耐光性	備考
101	合成例化合物 PUV-17	30.4	-	-	A	A	0.1	0.5	0	0	本発明
102	合成例化合物 PUV-19	35.0	_	-	A	Α.	0.1	0.4	0		本発明
103	合成例化合物 PUV-2	27.6	-	_		Α.	0.1	0.5	0		本発明
104	比較化合物 3 の PUV	30.0	-	_		- D	0.2	0.8	0		比較便
105	比較化合物 3 の PUV	50.0		_	В	D	2.5	8.1	0		比較例
106	合成例化合物 PUV-17	25.3	比較化合物 3	10.0	Α.	A	0.1	0.5	ő		本発明
107	合成例化合物 PUV-19		比較化合物 3		Ä	Ä	C.1	0.4	0		本発明
108	合成例化合物 PUV-2		比較化合物 3		A	Â	0.1	0.5	0		本発明

【0230】表2より明らかなように、実施例の結果と 同様に未差明に係る紫外線吸収剤ポリマーを含有した本 発明の光学フィルムは、比較例に対し、レソ吸収性能、 ヘイズ特性、耐久性及び耐光性のいずれにおいても優れ ていることが到る。

【0231】 事施例4

反射型TFTカラー液晶表示装置を搭載した市販の携帯機器(シャーブ製 パーソナルモバイルツール Zaurus 型名:MIーL1)の偏光板を注意深く剥離し、こに下突施例2、3で作製した各領光板を、偏光方向を合わせて液晶表示パネルに張り付けた。それぞれの液温表示パネルについて、目視にてコントラストを評価した結果、本発明の偏光板を用いた液晶表示パネルに対し、比較例の偏光板を用いた液晶表示パネルに対し、提別間に渡って、高いコントラストが維持され、不自然な黄色みも無く、色再現性に優れていることが確認された。[0232]

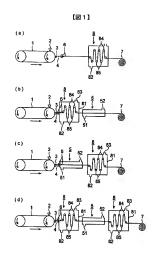
[発明の効果] 本発明により、業外部の吸収特性、透明 性、耐久性 (ブリードアウト故障) 及び耐光性に優れた 光学フィルムとそれを用いた偏光板及び表示装置を提供 することができた。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明で用いることのできる光学フィルムの溶 液流延製膜法の好ましい一例を示す模式図である。

【符号の説明】

- 1 支持体
- 2 ダイス
- 4 フィルム
- 5 テンター搬送・乾燥工程
- 6 張力カット手段 8 ロール搬送・乾燥工程
- 84 上部搬送用ロール
- 85 下部搬送用ロール



フロントペー	ジの続き					
(51) Int. CI. 7		識別記号	FI	テーマコード(参考)		
C08L	1/00		C08L	1/00	4 J 1 0 0	
	33/14			33/14		
	33/24			33/24		
C09K	3/00	104	C09K	3/00	104C	
G 0 2 B	5/22		G02B	5/22		
	5/30			5/30		
G 0 2 F	1/1335		G02F	1/1335		
		5.1.0			E 1 O	

Fターム(参考) 2H048 CA01 CA04 CA05 CA09 CA13 CA19 CA27 CA29

> 2H049 BA02 BA06 BB12 BB13 BB33 BB42 BB49 BC09 BC22

2H091 FA01X FA08X FA08Z FB02

LA03

4F071 AA09 AA33 AA35 AA81 AÇ12 AE05 AF30Y AH12 BB02

BC01 BC12

4J002 AB021 BB021 BB111 BC031 BD031 BD101 BD121 BE021

BE031 BG011 BG041 BG072

BG122 CE001 CF061 CF081

CG001 CH091 CL001 CM041

CN031 EU176 FD010 FD020

GP00

4J100 AL08P AM21P BA03P BA10P BC43P BC73P CA01 DA01

JA32